Bibliographic Fields

Document Identity

(19)【発行国】(19) [Publication Office]日本国特許庁(JP)Japan Patent Office (JP)(12)【公報種別】(12) [Kind of Document]

公開特許公報(A) Unexamined Patent Publication (A)

(11)【公開番号】(11) [Publication Number of Unexamined Application]特開平11-283279Japan Unexamined Patent Publication Hei 11-283279(43)【公開日】(43) [Publication Date of Unexamined Application]

平成11年(1999)10月15日 1999 (1999) October 15*

Public Availability

(43) [公開日] (43) [Publication Date of Unexamined Application]

平成11年(1999)10月15日 1999 (1999) October 15*

Technical

(54)【発明の名称】 (54) [Title of Invention]

貼り合わせ型光ディスク並びにその製造方法及 LAMINATED OPTICAL DISC AND び装置 MANUFACTURING METHOD AND DEVICE

(51) [International Patent Classification, 6th Edition]

G11B 7/24 541

7/26 531

G11B 7/24 541

7/26 531

[FI]

G11B 7/24 541 K G11B 7/24 541 K

7/26 531 7/26 531

【請求項の数】 [Number of Claims]

7

【出願形態】 [Form of Application]

OL OL

【全頁数】 [Number of Pages in Document]

18

Filing

【審查請求】 [Request for Examination]

未請求 Unrequested

(21)【出願番号】 (21) [Application Number]

特願平10-203734 Japan Patent Application Hei 10-203734

(22)【出願日】 (22) [Application Date]

Page 1 Paterra® InstantMT® Machine Translation (U.S. Pat. Scr. No. 6,490,548; Pat. Pending Scr. No. 10/367,296)

1999-10-15 JP1999283279A

平成10年(1998)7月17日

1998 (1998) July 17*

Foreign Priority

(31)【優先権主張番号】 特願平10-19523

(31) [Priority Application Number] Japan Patent Application Hei 10- 19523

(32)【優先日】

(32) [Priority Date]

平10(1998)1月30日

1998 (1998) January 30 days

(33)【優先権主張国】

(33) [Priority Country]

日本(JP)

Japan (JP)

Parties

Applicants

(71)【出願人】

(71) [Applicant]

【識別番号】

[Identification Number]

590000422

590000422

【氏名又は名称】

[Name]

ミネソタ マイニング アンド マニュファクチャリン

MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY

グ カンパニー

[Address]

【住所又は居所】

United States of America, Minnesota 55144-1000, Saint

アメリカ合衆国、ミネソタ 55144-1000、セ ント ポール, スリーエム センター

Paul .3M Center

Inventors

(72)【発明者】

(72) [Inventor]

【氏名】

[Name] Saito **

斉藤 一太

[Address]

【住所又は居所】

神奈川県相模原市南橋本3-8-8 住友スリ

Kanagawa Prefecture Sagamihara City Minami Hashimoto 3-8- 8 Sumitomo 3M Limited (DB 69-059-9717) *

ーエム株式会社内

(72)【発明者】

(72) [Inventor]

【氏名】

[Name]

高森 克也

Takamori Katsuya

【住所又は居所】

[Address]

神奈川県相模原市南橋本3-8-8 住友スリ

ーエム株式会社内

Kanagawa Prefecture Sagamihara City Minami Hashimoto 3-8- 8 Sumitomo 3M Limited (DB 69-059-9717) *

(72) [Inventor]

【氏名】

[Name]

高松 頼信

(72)【発明者】

Takamatsu **

【住所又は居所】

[Address]

Agents

(74)【代理人】

【弁理士】

【氏名又は名称】

石田 敬(外4名)

Abstract

(57)【要約】

【課題】

簡便に製造可能でかつ優れた品質を有する貼り合わせ型光ディスクとその製造方法及び装置を提供すること。

【解決手段】

第1及び第2の透明な基板を光透過性の粘着 剤層で貼り合わせ、かつ少なくとも1つの情報 記録層を備えてた光ディスクおいて、前記粘着 剤層が10~5000eps の粘度を有し、前記第1の 基板と前記第2の基板上の少なくとも1つに適 用された粘着剤前駆体からその放射線硬化により形成され、且つ、50%以上のゲル分率と25 deg Cで1.0×10⁴~1.0×10⁷ dyn/cm² の貯蔵弾 性率とを有しているように、あるいは粘着剤層に 代えて500~10000cps の粘度を有する放射線硬 化性接着剤前駆体由来の接着剤層を使用し、 接着剤前駆体を放射線照射の前に大気圧より も高い圧力にさらすように、構成する。 Kanagawa Prefecture Sagamihara City Minami Hashimoto 3-8-8 Sumitomo 3M Limited (DB 69-059-9717) *

(74) [Attorney(s) Representing All Applicants]

[Patent Attorney]

[Name]

Ishida Takashi (*4 persons)

(57) [Abstract]

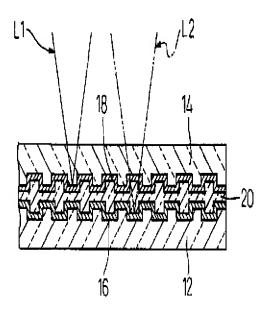
[Problems to be Solved by the Invention]

Simply and offer laminated optical disc and manufacturing method and device which possess quality which is superior with producible.

[Means to Solve the Problems]

It pastes together 1 st and 2nd transparent substrate with adhesive layer of optical transparency, at sametime has information recording layer of at least one optical dise putting, aforementioned adhesive layer to have viscosity of 10 - 5000 cps, be formed from theaforementioned first substrate and adhesive precursor which is applied to at least one onaforementioned second substrate by radiation curing, at same time, As possessed elastic storage modulus of 1.0 X 10⁴ ~1.0X 10⁷ dynes/cm ² with gel fraction and 25 deg C of 50%or more, or replacing to adhesive layer, you use adhesive agent layer of radiation curable adhesive precursor derivation which possesses viscosity of 500 - 10000 cps, in order toexpose to high pressure before irradiation adhesive precursor in comparison with atmospheric pressure, configuration you do.

3 1



Claims

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1の透明な基板と、第2の透明な基板と、前記第1の基板と前記第2の基板とを貼り合せる 光透過性の粘着剤層と、

前記第 1 の基板と前記第 2 の基板と前記粘着 剤層との間に設けられた少なくとも 1 つの情報 記録層と、を備えてなる貼り合わせ型光ディスク において、

前記粘着剤層が、10-5000cps の粘度を有し、前記第 1 の基板と前記第 2 の基板上の少なくとも 1 つに適用された粘着剤前駆体からその放射 線硬化により形成され、且つ、前記粘着剤層が $50\%以上のゲル分率と 25 \deg C で <math>1.0\times10^4$ ~ 1.0×10^7 dyn/cm² の貯蔵弾性率とを有していることを特徴とする貼り合わせ型光ディスク。

【請求項 2】

第1の透明な基板と、

第2の透明な基板と、

[Claim(s)]

[Claim 1]

adhesive layer of optical transparency which pastes first transparent substrate and second transparent substrate and theaforementioned first substrate and aforementioned second substrate and combination itdoes and,

Aforementioned first substrate and aforementioned second substrate and information recording layer of at least one which is provided between aforementioned adhesive layer and,having, in laminated optical dise which becomes,

Aforementioned adhesive layer, has viscosity of 10 - 5000 cps, is formedfrom aforementioned first substrate and adhesive precursor which is applied to the at least one on aforementioned second substrate by radiation curing, at same time, the laminated optical disc. which designates that aforementioned adhesive layer has had elastic storage modulus of 1.0 X 10⁴ ~1.0X 10⁷ dynes/cm ² with gel fraction and 25 deg C of 50% or more as feature

[Claim 2]

first transparent substrate and,

second transparent substrate and,

Page 4 Paterra® InstantMT® Machine Translation (U.S. Pat. Ser. No. 6,490,548; Pat. Pending Ser. No. 10/367,296)

前記第1の基板と前記第2の基板とを貼り合せる光透過性の接着剤層と、

前記第 1 の基板と前記第 2 の基板と前記接着 剤層との間に設けられた少なくとも 1 つの情報 記録層と、を備えてなる貼り合わせ型光ディスク において、

前記接着剤層が、放射線照射により硬化がひきおこされる 500-10000cps の粘度を有する放射線硬化性接着剤前駆体から形成され、そして、前記第1の基板と前記第2の基板とが前記接着剤前駆体を介して結合され、且つ、前記接着剤前駆体が、放射線照射の前、前記第1の基板と前記第2の基板との間で大気圧よりも高い圧力にさらされることを特徴とする貼り合わせ型光ディスク。

【請求項3】

第1の透明な基板と、第2の透明な基板と、前記第1の基板と前記第2の基板とを貼り合せる 光透過性の粘着剤層と、前記第1の基板と前記 第2の基板と前記粘着剤層との間に設けられた 少なくとも1つの情報記録層とを備えてなる貼り 合わせ型光ディスクの製造方法であって、

前記第1の基板及び前記第2の基板の少なくとも一方の表面に、10~5000eps の粘度をもった 粘着剤前駆体を適用する工程、

前記粘着剤前駆体に放射線を直接照射して、 ゲル分率を 50%以上とし且つ 25 deg C での貯 蔵弾性率を 1.0×10⁴ ~1.0×10⁷ dyn/em² とした 粘着剤層を形成する工程、及び、

前記第1の基板及び前記第2の基板を前記粘着削層を介して減圧下で貼り合わせる工程、を含んでなることを特徴とする貼り合わせ型光ディスクの製造方法。

【請求項4】

第1の透明な基板と、第2の透明な基板と、前 記第1の基板と前記第2の基板とを貼り合せる 光透過性の接着剤層と、前記第1の基板と前記 第2の基板と前記接着剤層との間に設けられた 少なくとも1つの情報記録層とを備えてなる貼り 合わせ型光ディスクの製造方法であって、 adhesive agent layer of optical transparency which pastes aforementioned first substrate and theaforementioned second substrate and combination it does and,

A forementioned first substrate and aforementioned second substrate and information recording layer of at least one which is provided between aforementioned adhesive agent layer and, having, in laminated optical disc which becomes,

Aforementioned adhesive agent layer, to be formed from radiation curable adhesive precursor which possesses viscosity of 500 - 10000 cps where hardening is pulled up by the irradiation and, aforementioned first substrate and aforementioned second substrate through aforementioned adhesive precursor, be connected, at same time, theaforementioned adhesive precursor of performentioned second substrate and aforementioned second substrate the laminated optical disc, which designates that it is exposed to high pressure incomparison with atmospheric pressure as feature

[Claim 3]

adhesive layer and aforementioned first substrate and aforementioned second substrate of optical transparency which pastes first transparent substrate and second transparent substrate and aforementioned first substrate and aforementioned second substrate and combination it does and the information recording layer of at least one which is provided between aforementioned adhesive layer having, with manufacturing method of laminated optical disc which becomes,

In surface of at least one of aforementioned first substrate and theaforementioned second substrate, step, which applies adhesive precursor which had the viscosity of 10 - 5000 eps

Irradiating radiation to aforementioned adhesive precursor directly, gel fraction 50% or more and only step, which forms adhesive layer which designates elastic storage modulus with 25 deg C as 1.0 X 10⁴~1.0X 10⁷ dynes/cm ² and,

Aforementioned first substrate and aforementioned second substrate through theaforementioned adhesive layer, including step, which is pasted togetherunder vacuum, manufacturing method, of laminated optical disc which designates that itbecomes as feature

[Claim 4]

adhesive agent layer and aforementioned first substrate and aforementioned second substrate of optical transparency which pastes first transparent substrate and second transparent substrate and aforementioned first substrate and aforementioned second substrate and combination it does and the information recording layer of at least one which is

前記第1の基板及び前記第2の基板の少なくとも一方の表面に、500~10000eps の粘度を有する放射線硬化性接着剤前駆体を適用する工程。

前記第 1 の基板及び前記第 2 の基板をそれらの基板の間の前記接着剤前駆体で減圧下で重ね合わせる工程、

前記接着剤前駆体を、前記第1の基板と、前記第2の基板と、前記接着剤前駆体とが重ね合わされた状態を維持しながら、大気圧よりも高い圧力にさらす工程、及び前記接着剤前駆体に放射線を照射して硬化させ、前記第1の基板及び前記第2の基板を前記接着剤層を介して貼り合わせる工程、を含んでなることを特徴とする貼り合わせ型光ディスクの製造方法。

【請求項5】

中央部に開口部を有する第 1 の透明な基板及び第 2 の透明な基板と、前記第 1 の基板と前記 第 2 の基板とを貼り合せる光透過性の接着剤層と、前記第 1 の基板と前記第 2 の基板と前記接 着剤層との間に設けられた少なくとも 1 つの情報記録層とを備えてなる貼り合わせ型光ディスクの製造装置において、

- (1)前記第1の基板及び前記第2の基板を収容し、所定の圧力まで減じられうる真空チャンパ、
- (2)前記第1の基板と前記第2の基板の一方を 前記開口部の周縁部で支持する端部を、前記 真空チャンバ内に有する第1のシャフト、及び、
- (3)前記第 1 の基板と前記第 2 の基板の他方を 前記開口部の周縁部で支持する端部を、前記 夏空チャンパ内に有する第 2 のシャフト、を備え ており、その際、

前記第1のシャフト及び前記第2のシャフトの端 部の先端部が、前記第1の基板及び前記第2 の基板の関口部内に配置され、 provided between aforementioned adhesive agent layer having, with manufacturing method of laminated optical disc which becomes.

In surface of at least one of aforementioned first substrate and theaforementioned seeond substrate, step, which applies radiation curable adhesive precursor which possesses viscosity of 500 - 10000 cps

Aforementioned first substrate and aforementioned second substrate step, which with aforementioned adhesive precursor between those substrate is superposed under vacuum

While maintaining state where aforementioned first substrate and theaforementioned second substrate and aforementioned adhesive precursor repeat theaforementioned adhesive precursor and, can be brought together, irradiating the radiation to step, and aforementioned adhesive precursor which it exposes tohigh pressure, in comparison with atmospheric pressure hardening, Aforementioned first substrate and aforementioned second substrate through theaforementioned adhesive agent layer, including step, which is pasted together, manufacturing method, of laminated optical disc which designates that it becomes as feature

(Claim 5

adhesive agent layer and aforementioned first substrate and aforementioned second substrate of optical transparency which pastes first transparent substrate and second transparent substrate and aforementioned first substrate and aforementioned second substrate which possess opening in the central portion and combination it does and information recording layer of at least one which isprovided between aforementioned adhesive agent layer having, in facility of the laminated optical dise which becomes,

vacuum chamber, which accommodates (1) aforementioned first substrate and theaforementioned second substrate, to predetermined pressure can be reduced

first shaft, which possesses (2) aforementioned first substrate and end which supports one side of aforementioned second substrate with periphery of aforementioned opening, inside aforementioned vacuum chamber and,

We to have second shaft, which possesses (3) aforementioned first substrate and end which supports other of aforementioned second substrate with periphery of aforementioned opening, inside aforementioned vacuum chamber, at that occasion,

tip portion of end of aforementioned first shaft and theaforementioned second shaft, is arranged inside opening of theaforementioned first substrate and aforementioned second substrate.

前記第1のシャフト及び前記第2のシャフトの少なくとも1つが、前記第1のシャフト及び前記第2のシャフト及び前記第2の基板を密着させるこ第1の基板及び前記第2の基板を密着させることができるように移動可能になっている、ことを特徴とする貼り合わせ型光ディスクの製造装置。

【請求項6】

前記接着剤層が粘着剤層であることを特徴とす る請求項 5 に記載の貼り合わせ型光ディスクの 製造装置。

【請求項7】

前記真空チャンバが、前記接着剤前駆体を、前記第1の基板と、前記第2の基板と、前記接着剤前駆体とが重ね合わされた状態を維持しながら、大気圧よりも高い圧力にさらすための加圧装置を接続している、ことを特徴とする請求項5又は6に記載の貼り合わせ型光ディスクの製造装置。

Specification

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、光ディスクに関し、さらに詳しく述べると、2 枚の基板を貼り合わせた構造を有する 貼り合わせ型光ディスクに関する。

本発明は、また、このような貼り合わせ型光ディ スクを製造する方法及び装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

近年、マルチメディアの進展に伴い、映像や音声のデータでさえもディジタル信号で処理されるようになっている。

一般に、映像や音声は多くの情報量を有しているため、それに合わせて大容量・高密度の記録 媒体を必要とする。

かかる記録媒体としては、今後の大容量化・高密度化にも対応することができる DVD(Digital Versatile Disk)や CD(Compact Disk)のような光ディスクが注目されている。

[0003]

光ディスクは、2 枚の透明な基板を情報を記録する記録層を介して密着させることにより構成さ

at least one of aforementioned first shaft and aforementioned second shaft opposing, end of aforementioned first shaft and aforementioned second shaft approaching, in order to be able to stick aforementioned first substrate and aforementioned second substrate, facility of laminated optical disc which hasbecome movable, designates thing as feature

[Claim 6]

facility, of laminated optical disc which is stated in Claim 5 which designates that aforementioned adhesive agent layer is adhesive layer as feature

[Claim 7]

White aforementioned vacuum chamber, aforementioned first substrate and theaforementioned second substrate and aforementioned adhesive precursor repeating theaforementioned adhesive precursor and, maintaining state which it can be brought together, facility of laminated optical disc which is stated in Claim 5 or 6 which connects press in order to expose to high pressure, incomparison with atmospheric pressure designates thing as feature

[Description of the Invention]

[0001]

[Technological Field of Invention]

this invention, it regards optical disc, when furthermore you express indetail, it regards laminated optical disc which possesses structure which pastestogether 2 substrate.

As for this invention, in addition, it regards method and device which produce laminated optical disc a this way.

[0002]

[Prior Art]

Recently, attendant upon development of multimedia, it is designed in such a way that with even data of image and audio it is treated with digital signal.

Generally, image and audio because it has possessed many information amount, adjusting to that, need recording medium of large capacity *high density.

As this recording medium, DVD which it can correspond to also future large capacity trend *high densification (digital Versatile disk) and optical disc like CD (compact disk) is observed.

[0003]

As for optical disc, there is many a thing which configuration is done bythrough recording layer which records information

れていることが多い。

2 枚の基板を貼り合わせる方法は、例えば特別 平1-276447号公報、特開昭61-292244号公報、 特開昭 63-49424 号公報及び電子材料(Vol.35, No.6, 46-49, 1996) 、「DVD の貼り合わせに用いる両面テープ」、に開示されている。

特に、電子材料誌に記載の方法では、2 枚の基板の一方又は両方に両面粘着テープを取り付けて密着させ、加圧接着により光ディスクを得ている。

[0004]

しかし、両面粘着テープを使用した上記の方法 は、前記電子材料誌でも指摘しているように、 作業性の観点から種々の改善が必要である。

すなわち、この方法では、両面粘着テープを密 着させる作業以外に、リリースライナを剥離したり、両面粘着テープを所望の形状に切断したり することを必要とするので、工程を複雑にし、そ の結果、製造コストを増大させる傾向にある。

また、この方法は、両面粘着チープの取り付け の場合、そのテープに応力が残留しているとき において、基板が反るという欠点を有している。

[0005]

一方、特開平 8-161771 号公報に代表的に開示されるように、両面粘着テープを使用しない方法が提案されている。

すなわち、この方法は、両面粘着テープの代わりに、回転塗布法で形成された紫外線(UV)硬化型の接着剤前駆体を介して2枚のUV透過性基板を密着させた後に、基板を介して接着剤前駆体に UV 照射して透明な接着剤層を形成している。

[0006]

ところで、いろいろなタイプの公知な光ディスクのなかには、最近上市されはじめたものであるが、反射型及び半透明型の 2 つの情報記録層を、透明な接着剤層を介して基板上に設け、それらの情報記録層の情報の記録・読み取りを片側から可能にした片面再生 2 層式の光ディスク(DVD-9とも呼ばれる)がある。

このような光ディスクを、上記した特別平8-161771 号公報に記載された方法に従って製

sticking 2 transparent substrate.

method which pastes together 2 substrate is disclosed, for example Japan Unexamined Patent Publication Hei 1-276447 disclosure, Japan Unexamined Patent Publication Showa 61-292244 disclosure, Japan Unexamined Patent Publication Showa 63-49424 disclosure and electronic material (Vol.35, No.6, 46-49, 1996), "double-sided tape which is used for pasting together DVD".

Especially, with method which is stated in electronic material magazine, installing two-sided adhesive tape in one or both of 2 substrate, sticking, you obtain the optical disc with pressure fixing.

[0004]

But, as for above-mentioned method which uses two-sided adhesive tape, as pointedout even in aforementioned electronic material magazine, various improvement isnecessary from viewpoint of workability.

With namely, this method, other than work of sticking two-sided adhesive tape, release liner it peels off, because it needs that two-sided adhesive tape is cut off in desired shape, it makes step complicated, as a result, there is a tendency whichinereases production cost.

In addition, this method, in case of installation of two-sided adhesive tape, when stress has remained in tape, has had deficiency that substrate curves in.

[0005]

On one hand, as in Japan Unexamined Patent Publication Hei 8-161771disclosure disclosed in representative, method whichdoes not use two-sided adhesive tape is proposed.

namely, this method through adhesive precursor of ultraviolet light (UV) curing type which was formed inplace of two-sided adhesive tape, with spin coating method 2 UV transparent substrate after sticking, through the substrate, UV illumination doing in adhesive precursor, forms transparent adhesive agent layer.

[0006]

It is something which by way, starts being marketed recently in publicly known optical disc of various type, but 2 information recording layer of reflective type and semitransparent type, through transparent adhesive agent layer, it provides on substrate, record & reading of information of those information recording layer there is a optical dise (Also DVD -9 is called) of one surface regeneration 2 layers typewhich from one side is made possible.

Following to method which is stated in Japan Unexamined Patent Publication Hei 8-161771 disclosure which inscribed

造する場合、接着剤層は、半透明の記録層を介して UV を接着剤前駆体に照射することによって形成される。

一般に、このような光ディスクの接着剤層は、基板を密着させるために用いられ、例えば光学へッドのレーザ光を、半透明の記録層を通して下層の反射型記録層上に集めるように構成される必要がある。

すなわち、接着剤層は、均質であるだけでなく、 一定の厚さを有する光学的スペーサとしても機 能している必要がある。

[0007]

しかしながら、特開平 8-161771 号公報に開示されたこの光ディスクの接着剤前駆体は、特開平 8-306077 号公報でも指摘されているように、光ディスクの半径方向に接着剤層の大きな厚みむらを与えるという問題を有している。

そればかりか、この種の接着剤前駆体は、UV を半透明の記録層を介して接着剤前駆体に照 射するために、UV の光源出力は記録層による UV の吸収を考慮して必要以上に増加させなけ ればならない。

したがって、光学的特性及び歩留まりの低下した光ディスクしか得られないおそれがある。

[0008]

さらに加えて、上記したようなタイプの接着剤前駆体は、特開平 9-320129 号公報において指摘されているように、基板の貼り合わせのために接着剤前駆体の UV 硬化によって接着剤層を形成する場合に、その接着剤層中に大気中の空気に由来する気泡が混入するという問題を有している。

接着剤層中への気泡の混入は得られる光ディスクの品質に悪影響を及ぼすので、例えば、特開昭 61-292244 号公報に開示されるように、接着剤層を介した基板の貼り合わせを真空中もしくは滅圧環境下において行う方法を採用することが考えられる。

実際、このような方法で基板の貼り合わせを行 うと、空気が基板間に捕捉されるのを防止する ことができるが、完全な解決策とはならない。

なぜならば、接着剤層中への気泡の混入は、大 気中の空気に原因したものの他に、使用する接 着剤そのものに原因したものもあるからである。 optical disc a this way, when it produces, adhesive agent layer, through recording layer of semitransparent, is formed by fact that UV is irradiated to adhesive precursor.

Generally, adhesive agent layer of optical disc a this way is used in order tostick substrate, laser beam of for example optical head, in order to gather on the reflective type recording layer of bottom layer through recording layer of semitransparent, is necessary the configuration to be done.

namely, adhesive agent layer not only it is a uniform, as optical spacer which possesses thefixed thickness has necessity to be functional.

[0007]

But, adhesive precursor of this optical disc which is disclosed in Japan Unexamined Patent Publication Hei 8-161771disclosure, aspointed out even with Japan Unexamined Patent Publication Hei 8-306077disclosure, has had problem that gives the thickness scatter where adhesive agent layer is large to radial direction of optical disc.

If it curves, temporary?, as for adhesive precursor of this kind, in orderthrough recording layer of semitransparent, to irradiate UV to adhesive precursor, as for light source output of UV considering absorption of the UV with recording layer, you must increase above necessity.

Therefore, only optical dise where optical properties and yield decrease iteannot acquire a possibility where there is.

180001

Furthermore adding, adhesive precursor of kind of type which you inscribed as pointed out in Japan Unexamined Patent Publication Hei 9-320129 disclosure, when for pasting together substrate the adhesive agent layer is formed with UV hardening of adhesive precursor, has had problem that gas bubble which in adhesive agent layer derives in air in atmosphere mixes.

Because mixture of gas bubble to in adhesive agent layer adverse effect is eausedto quality of optical disc which is acquired, as disclosed in the for example Japan Unexamined Patent Publication Showa 61-292244disclosure, you can think that method which is done adhesive agent layer it isthrough pasting together substrate in in vacuum or under vacuum environment is adopted.

Really, when it pastes together substrate with method a this way, air ean prevent fact that gripping it is done between the substrate, but, it does not become with full-length solution.

Because because, as for mixture of gas bubble to in adhesive agent layer, in the air in atmosphere in adhesive itself which is used for other thanthose which cause are done, there are also some which cause are done.

本発明者らの知見によると、通常は液状で用いられる接着剤は、その硬化の過程で蒸発もしくは気化可能な物質を含有しており、これらの物質が真空中もしくは減圧環境下で蒸発もしくは気化せしめられた結果として微細な気泡が生成するとともに、一度生成した気泡は、接着剤中に再度溶解して消失することもないからである。

[0009]

このような気泡の混入は、上記した片面再生 2 層式の光ディスクにおいて特に重要な問題となる。

片面再生 2 層式の光ディスクでは、一般にディスク基板どうしを透明な接着剤層を介して貼り合わせるとともに、その接着剤層を 2 つ記録層を光学的に分離するために基板間にスペースを設けるためにも使用しているので、目視確認ができない程度に微細な気泡の混入も許されず、生産技術上の大きな問題となっている。

したがって、2 枚のディスク基板の貼り合わせに 用いる接着剤層から、いろいろな原因による気 泡の生成を完全に除去することが望ましい。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、上記したような従来の技術の問題点を克服して、効果的に且つ簡便に製造可能であると共に、優れた品質を有する貼り合わせ型光ディスクを提供することにある。

本発明のもう1つの目的は、基板を貼り合わせる接着剤層のなかに大気中の空気や接着剤中の蒸発もしくは気化可能な物質に由来する微細な気泡の混入が認められない、品質に優れた貼り合わせ型光ディスクを提供することにある。

[0011]

また、本発明のもう | つの目的は、上記したような本発明の光ディスクの生産性の高い製造方法を提供することにある。

さらに、本発明のもう1 つの目的は、上記したような本発明の光ディスクの生産性の高い製造装置を提供することにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】

本発明は、その1つの面において、第1の透明な基板と、第2の透明な基板と、前記第1の基板と前記第2の基板とを貼り合せる光透過性の

With knowledge of these inventors, adhesive which usually is used with the liquid state evaporation or vaporizable contains substance with process ofhardening, microvoid forms as as result where these substance in vacuum or under vacuum environment evaporate or evaporated and, one time as for gas bubble which is formed, Melting for second time in adhesive, because there are not eithertimes when it disappears.

10009

Mixture of gas bubble a this way becomes especially important problem in optical disc of one surface regeneration 2 layers type which was inscribed.

Because with optical disc of one surface regeneration 2 layers type, as generally, disk substrate ispasted together through transparent adhesive agent layer, adhesive agent layer is used even in order inorder to separate two recording layer into optical to provide space between substrate, either mixture of microvoid is not permitted in the extent which cannot do visual confirmation, has become problem where top of production technology is large.

Therefore, from adhesive agent layer which is used for pasting together 2 disk substrate, it is desirable to remove formation of gas bubble completely withvarious cause.

[0010]

[Problems to be Solved by the Invention]

objective of this invention overcoming problem of kind of Prior Art whichwas inscribed, is and producible simply in effective and also, it is tooffer laminated optical disc which possesses quality which is superior.

It is to offer laminated optical disc where as for objective of another of the this invention, air in atmosphere and evaporation or vaporizable in the adhesive it cannot recognize mixture of microvoid which derives in substance in adhesive agent layer which pastes together substrate is superior in quality.

[0011]

In addition, objective of another of this invention, is to offer the manufacturing method where productivity of optical disc of kind of this invention which was inscribed is high.

Furthermore, objective of another of this invention, is to offer the facility where productivity of optical disc of kind of this invention which wasinscribed is high.

[0012]

[Means to Solve the Problems]

adhesive layer and aforementioned first substrate and aforementioned second substrate of optical transparency where this invention, pastes first transparent substrate and

粘着剤層と、前記第1の基板と前記第2の基板と前記粘着剤層との間に設けられた少なくとも1つの情報記録層と、を備えてなる貼り合わせ型光ディスクにおいて、前記 割割 別層が、10~5000cps の粘度を有し、前記第1の基板と前記第2の基板上の少なくとも1つに適用された粘着剤前駆体からその放射線硬化により形成され、且つ、前記粘着剤層が50%以上のゲル分率と $25~\deg$ C $0.0\times10^4~1.0\times10^7~\mathrm{dyn/cm^2}$ の貯蔵弾性率とを有していることを特徴とする貼り合わせ型光ディスクにある。

[0013]

また、本発明は、第1の透明な基板と、第2の透 明な基板と、前記第1の基板と前記第2の基板 とを貼り合せる光透過性の粘着剤層と、前記第 1の基板と前記第2の基板と前記粘着剤層との 間に設けられた少なくとも」つの情報記録層とを 備えてなる貼り合わせ型光ディスクの製造方法 であって、前記第1の基板及び前記第2の基板 の少なくとも一方の表面に、10~5000cps の粘 度をもった粘着剤前駆体を適用する工程、前記 粘着剤前駆体に放射線を直接照射して、ゲル 分率を 50%以上とし且つ 25 deg C での貯蔵弾 性率を 1.0×10⁴ ~1.0×10⁷ dyn/cm² とした粘着 剤層を形成する工程、及び、前記第1の基板及 び前記第 2 の基板を前記粘着剤層を介して減 圧下で貼り合わせる工程、を含んでなることを 特徴とする貼り合わせ型光ディスクの製造方法 にある。

[0014]

さらに、本発明は、中央部に開口部を有する第1の透明な基板及び第2の透明な基板と、前記第1の基板と前記第2の基板とを貼り合せる光透過性の接着剤層と、前記第1の基板と前記第2の基板と前記接着剤層との間に設けられた少なくとも1つの情報記録層とを備えてなる貼り合わせ型光ディスクの製造装置において、(1)前記第1の基板及び前記第2の基板を収容し、所定の圧力まで滅じられうる真空チャンバ、(2)前記第1の基板と前記第2の基板の一方を前記開口部の周縁部で支持する端部を、前記真空チャンバの基板と前記第2の基板の他方を前記開口部の周縁部で支持する端部を、前記真空チャンバ

second transparent substrate and theaforementioned first substrate and aforementioned second substrate in one surface ,combination does and information recording layer of at least one which is provided betweenaforementioned adhesive layer and, having, in laminated optical disc which becomes, theaforementioned adhesive layer, viscosity of 10-5000 cps possessing. It is formed from aforementioned first substrate and adhesive precursor which isapplied to at least one on aforementioned second substrate by radiation curing, at thesame time, there is a laminated optical disc which designates that aforementioned adhesive layer has had elastic storage modulus of 1.0 X 10⁴ -1.0X 10⁷ dyncs/cm ² with gel fraction and 25 deg C of50% or more as feature.

[0013]

In addition, adhesive layer and aforementioned first substrate and theaforementioned second substrate of optical transparency where this invention, pastes first transparent substrate and second transparent substrate and aforementioned first substrate and aforementioned second substrate and combination does and information recording layer of at least one which isprovided between aforementioned adhesive layer having, with manufacturing method of laminated optical disc which becomes, in surface of at least one of theaforementioned first substrate and aforementioned second substrate, Irradiating radiation to step, aforementioned adhesive precursor which applies adhesive precursor which had viscosity of 10 - 5000 cps directly, gel fraction 50% or more and only step, which forms adhesive layer which designates elastic storage modulus with 25 deg C as 1.0 X $10 < \sup < 4 < \sup > -1.0 \times 10 < \sup > 7 < \sup > dynes/em$ ² and, Aforementioned first substrate and aforementioned second substrate through theaforementioned adhesive layer, including step, which is pasted togetherunder vacuum, there is a manufacturing method of laminated optical disc which designates thatit becomes as feature.

[0014]

Furthermore, this invention, pastes first transparent substrate and second transparent substrate and theaforementioned first substrate and aforementioned second substrate which possess the opening in central portion and adhesive agent layer and aforementioned first substrate and theaforementioned second substrate of optical transparency which combination is done and the information recording layer of at least one which is provided between aforementioned adhesive agent layer having, aecommodates (1) aforementioned first substrate and theaforementioned second substrate in facility of laminated optical disc which becomes, We to have first shaft, which possesses vacuum chamber, (2) aforementioned first substrate which can be reduced and end which supports one side of theaforementioned second substrate with periphery of

内に有する第 2 のシャフト、を備えており、その際、前記第 1 のシャフト及び前記第 2 のシャフトの端部の先端部が、前記第 1 の基板及び前記第 2 の基板の開口部内に配置され、前記第 1 のシャフト及び前記第 2 のシャフトの少なくとも 1 つが、前記第 1 のシャフト及び前記第 2 のシャフトの場部を対向して接近させて、前記第 1 の基板及び前記第 2 の基板を密着させることができるように移動可能になっている、ことを特徴とする貼り合わせ型光ディスクの製造装置にある。

[0015]

さらに、本発明は、そのもう 1 つの面において、 第1の透明な基板と、第2の透明な基板と、前 記第1の基板と前記第2の基板とを貼り合せる 光透過性の接着剤層と、前記第1の基板と前記 第2の基板と前記接着剤層との間に設けられた 少なくとも1つの情報記録層と、を備えてなる貼 り合わせ型光ディスクにおいて、前記接着剤層 が、放射線照射により硬化がひきおこされる 500~10000cps の粘度を有する放射線硬化性 接着剤前駆体から形成され、そして、前記第 1 の基板と前記第 2 の基板とが前記接着剤前駆 体を介して結合され、且つ、前記接着剤前駆体 が、放射線照射の前、前記第1の基板と前記第 2の基板との間で大気圧よりも高い圧力にさらさ れることを特徴とする貼り合わせ型光ディスクに ある。

[0016]

また、本発明は、第1の透明な基板と、第2の透明な基板と、前記第1の基板と前記第2の基板と前記第2の基板と前記第2の基板と前記第2の基板と前記接着剤層と、前記第1の基板と前記接着剤層ととも1つの情報記録層とを描えてなる貼り合わせ型光ディスクの製造方とであって、前記第1の基板及び前記第2の基板の少なくとも一方の表面に、500~10000cpsの数度を有する放射線硬化性接着剤前駆体を適用する工程、前記第1の基板及び前記第2の基板をそれらの基板の間の前記接着剤前駆体で減圧下で重ね合わせる工程、前記接着剤前駆体を、前記第1の基板と、前記接着剤前駆体とが重ね合わされた状態を前記接着剤前駆体とが重ね合わされた状態を

aforementioned opening inside aforementioned vacuum ehamber and second shaft, which possesses (3)aforementioned first substrate and end which supports other of theaforementioned second substrate with periphery of aforementioned opening inside aforementioned vacuum chamber to predetermined pressure, at that occasion, tip portion of end of aforementioned first shaft and theaforementioned second shaft, to be arranged inside opening of theaforementioned first substrate and aforementioned second substrate, at least one of theaforementioned first shaft and aforementioned second shaft opposing andapproaching, end of aforementioned first shaft and theaforementioned second shaft, in order to be able to stick aforementioned first substrate and aforementioned second substrate, it has become movable, There is a facility of laminated optical disc which designates thing as feature.

[0015]

Furthermore, adhesive agent layer and aforementioned first substrate and theaforementioned second substrate of optical transparency where this invention, pastes first transparent substrate and second transparent substrate and aforementioned first substrate and aforementioned second substrate on aspect of another, combination does and information recording layer of at least one which is provided between aforementioned adhesive agent layer and having, in laminated optical disc which becomes, aforementioned adhesive agent layer, To be formed from radiation curable adhesive precursor which possesses viscosity of 500 - 10000 cps where hardening is pulled up by irradiation and, theaforementioned first substrate and aforementioned second substrate through theaforementioned adhesive precursor, be connected, at same time, theaforementioned adhesive precursor, before irradiation, Berween aforementioned first substrate and aforementioned second substrate there is alaminated optical dise which designates that it is exposed to high pressure incomparison with atmospheric pressure as feature.

[0016]

In addition, adhesive agent layer and aforementioned first substrate and theaforementioned second substrate of optical transparency where this invention, pastes first transparent substrate and second transparent substrate and aforementioned first substrate and aforementioned second substrate and combination does and information recording layer of at least one which isprovided between aforementioned adhesive agent layer having, with manufacturing method of laminated optical disc which becomes, in surface of at least one of theaforementioned first substrate and aforementioned second substrate, While maintaining state where step. aforementioned first substrate andaforementioned second substrate which apply radiation curable adhesive precursor which possesses the viscosity of 500 - 10000 cps

維持しながら、大気圧よりも高い圧力にさらす工程、及び前記接着剤前駆体に放射線を照射して硬化させ、前記第1の基板及び前記第2の基板を前記接着剤層を介して貼り合わせる工程、を含んでなることを特徴とする貼り合わせ型光ディスクの製造方法にある。

[0017]

さらに、本発明は、中央部に開口部を有する第1の透明な基板及び第2の透明な基板と、前記第1の基板とを貼り合せる光透過性の接着削層と、前記第1の基板と前記第2の基板と前記接着削層との間に設けられた少なくとも1つの情報記録層とを備えてなる上記した貼り合わせ型光ディスクの製造装置において、前記接着削層が粘着削層であることを特徴とする製造装置にある。

[0018]

さらにまた、本発明は、上記した貼り合わせ型 光ディスクの製造装置において、前記真空チャンパが、前記接着剤前駆体を、前記第1の基板 と、前記第2の基板と、前記接着剤前駆体とが 重ね合わされた状態を維持しながら、大気圧よ りも高い圧力にさらすための加圧装置を接続し ている、ことを特徴とする製造装置にある。

[0019]

【発明の実施の形態】

以下、本発明をその好ましい実施の形態に従って説明する。

なお、以下において参照する図面中、同一又は 相当の部分には同一の参照番号を付与するも のとする。

また、本発明の貼り合わせ型光ディスクでは、 第1の透明な基板と、第2の透明な基板とを貼 り合わせるため、一の形態においては放射線硬 化性粘着剤前駆体に由来する粘着剤を使用 し、他の形態では放射線硬化性接着剤前駆体 aforementioned first substrate and theaforementioned second substrate and aforementioned adhesive precursor repeat step. aforementioned adhesive precursor which with aforementioned adhesive precursor between those substrate is superposed under vacuum and, can be brought together, Irradiating radiation to step. and aforementioned adhesive precursor whichare exposed to high pressure, in comparison with atmospheric pressure hardening, aforementioned first substrate and aforementioned second substrate through theaforementioned adhesive agent layer, including step. which it pastes together, there is a manufacturing method of laminated optical disc which designates that it becomes asfeature.

[0017]

Furthermore, in facility of laminated optical dise where this invention, pastes the first transparent substrate and second transparent substrate and aforementioned first substrate and theaforementioned second substrate which possess opening in central portion and the adhesive agent layer and aforementioned first substrate and aforementioned second substrate of the optical transparency which combination is done and information recording layer of at least one which isprovided between aforementioned adhesive agent layer having, becomes andinscribed, There is a facility which designates that aforementioned adhesive agent layer is the adhesive layer as feature.

[0018]

Furthermore while and, aforementioned vacuum chamber, aforementioned adhesive precursor, aforementioned first substrate and aforementioned second substrate and theaforementioned adhesive precursor repeating this invention, in facility of laminated optical disc which was inscribed, maintaining state which it can be broughttogether, there is a facility which connects press in order to expose to high pressure, in comparison with atmospheric pressure designates thing asfeature.

[0019]

[Embodiment of the Invention]

Below, following this invention to that desirable embodiment, you explain.

Furthermore, in drawing which is referred to putting below, to thesame or suitable portion grant same reference number.

In addition, with laminated optical disc of this invention, in order to paste together first transparent substrate and second transparent substrate, adhesive which derives in radiation curable adhesive precursor regarding one shape is used, with other shape adhesive whichderives in radiation curable

に由来する接着剤を使用しているが、本発明の 作用効果に悪影響がでない限り、これらの粘着 剤及び接着剤の間には互換性があることを理 解されたい。

[0020]

本発明による貼り合わせ型光ディスクは、一の 形態において、2 枚の透明な基板を貼り合わせ た構造、すなわち、第 1 の透明な基板と第 2 の 透明な基板とを光透過性の粘着剤層を介して 貼り合わせた構造を有しており、また、情報の 記録のため、第 1 及び第 2 の基板の少なくとも 一方の表面に、すなわち、その基板の粘着剤層 側の上に、記録層を備えている。

このような構造の貼り合わせ型光ディスクは、周知のように、いろいろなタイプのものを包含しており、例えば、一方の基板のみに反射型記録層を有する片面光ディスク、両方の基板にそれぞれ反射型記録層を有する両面光ディスク、そして一方の基板に反射型記録層を有し、他方の基板に半透明型記録層を有する片面再生2層式(シングルサイド・デュアルレイヤ)光ディスクなどがある。

本発明は、いずれのタイプの光ディスクにも有利に適用することができるけれども、片面再生 2 層式光ディスクにとりわけ好適に適用することができる。

[0021]

光ディスクの第 1 及び第 2 の透明な基板は、この技術分野で一般的に行われているように、射出成形法などの常用の成形法によってアクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂などの透明なプラスチック材料から形成することができる。

場合によっては、透明なプラスチック材料に代えて、他の透明な材料、例えばガラスなどを基板として使用してもよい。

基板のサイズ(直径及び厚さ)は、所望とする光 ディスクのサイズに応じて広く変更することがで きる。

例えば、市販の DVD のような光ディスクの場合、貼り合わせ前の基板の直径は 12cm であり、厚さは 0.6cm である。

基板の中央部には、光ディスクをディスク駆動 装置に搭載する際にその装置のシャフトで支持 するため、小さな開口部(シャフト挿入孔)が設け られている。

[0022]

adhesive precursor is used, but if is not adverse effect in acting effect of this invention, You understood fact that it is compatibility in these adhesive andbetween adhesive to be.

[0020]

laminated optical dise has had structure, namely, first transparent substrate which pastes together 2 transparent substrate in one shape, and structure which through adhesive layer of optical transparency, pastestogether second transparent substrate with this invention, in addition, for recording the information, on tackifier layer side of substrate of namely,, has recording layer for the surface of at least one of 1 st and 2nd substrate.

laminated optical dise of structure a this way, widely known way, has included hose of various type, in substrate of both surfaces optical dise, and one sidewhere respectively it possesses reflective type recording layer in substrate of one surface optical dise, both where has reflective type recording layer in only substrate of for example one side reflective type recording layer possessing, There is a one surface regeneration 2 layers type (single side *dual layer) optical disc etc which possesses semitransparent type recording layer in substrate of other.

However it ean apply to optical disc of each type profitably, it eanapply this invention, to ideal especially in one surface regeneration 2 layers type optical disc.

[0021]

In order to be done generally with this technical field, with the injection molding method or other usual molding method it can form 1 st and 2nd transparent substrate of optical disc, from acrylic resin, polycarbonate resin or other transparent plastic material.

When depending, replacing to transparent plastic material, it is possible to use theother transparent material, for example glass etc as substrate.

It can modify size (diameter and thickness) of substrate, widely according to size of optical disc which is desired.

In case of optical disc like for example commercial DVD , as for diameter of substrate before pasting together with 12 em , as for thickness they are $0.6\ em$.

When installing optical disc in disk drive device, in order to support with the shaft of device, small opening (shaft insertion hole) is provided in central portion of the substrate.

[0022]

透明な基板の表面のうち、記録層が形成される べき表面には、光ディスクに記録されるべき映 像、音声等の情報信号に対応した凹凸パターン あるいは凹凸ピットを付与する。

この凹凸パターン等の付与には、マスタスタン パを使用したり、フォトリソグラフィを使用したり することができる。

さらに、形成された凹凸パターン等の上には、 反射型又は半透明型記録層の形成に適した金 属材料、セラミック材料等を薄膜で被着する。

反射型記録層の形成に適当な記録層形成材料 としては、成膜後の反射率が 90%前後である材料、例えば、アルミニウムなどを挙げることができる。

また、半透明型記録層の形成に適当な記録層 形成材料としては、成膜後の反射率が 50%前 後である材料、例えば、金、珪素系誘電体(例え ば式 SiN、により一般的に表されるシリコン窒化 物、SiC 等)など(半透明型記録層)を挙げること ができる。

これらの記録層形成材料は、常用の薄膜形成 技術、例えばスパッタ法、真空蒸着法などによって成膜することができる。

[0023]

本発明による光ディスクでは、上述した第1の透明な基板及び第2の透明な基板が光透過性の粘着剤層を使用して貼り合わされており、特に、基板間に接合のために介在せしめられた粘着剤層が、好ましくは $10^{\sim}5000$ cps の粘度を有する粘着剤前駆体から形成され、50%以上のゲル分率と 25 deg C で 1.0×10^4 \sim 1.0×10^7 dyn/em²の貯蔵弾性率とを有していることを特徴としている。

[0024]

ここで、粘着剤前駆体の粘度が約 10cps 未満だと、コーティング後で放射線照射前に、粘着剤前駆体が基板周縁部で滴り落ち、粘着剤層の厚さにむらが生じるおそれがある。

また、粘度が約 5000cps より大きいと、コーティング時に厚さのむらが生じるので、粘着剤層の厚さにむらが生じるおそれがある。

Among surface of transparent substrate, relief pattern or relief pit which corresponds to image, audio or other information signal which it should record to optical disc is granted to the surface which recording layer should form.

master stamper can be used to this relief pattern or other grant, photolithography ean be used.

Furthermore, on relief pattern or other which was formed, metallic material, ceramic material etc which issuited for formation of reflective type or semitransparent type recording layer is applied with thin film.

material, for example aluminum etc where reflectivity after film formation is approximately 90% as suitable recording layer formation material, can be listed to formation of reflective type recording layer.

In addition, (semitransparent type recording layer) such as material, for example gold, silieon dielectric (silicon nitride, SiC etc which is displayed generally by for example type SiN _x) where reflectivity after film formation is approximately 50% as suitable recording layer formation material, can be listed toformation of semitransparent type recording layer.

These recording layer formation material, is possible film formation with such as usual thin film formation technology and for example sputtering method, vacuum vapor deposition method.

[0023]

With optical disc, first transparent substrate and second transparent substrate which description aboveare done use adhesive layer of optical transparency and it pastes with this invention andhas been brought together, especially, adhesive layer which between the substrate lies between for connecting, is formed from adhesive precursor whichpossesses viscosity of preferably 10~5000cps, It designates that it has possessed elastic storage modulus of 1.0 X 10⁴ ~1.0X 10⁷ dynes/cm ² with the gel fraction and 25 deg C of 50% or more as feature.

[0024]

When here, viscosity of adhesive precursor is under approximately 10 cps, before irradiation, adhesive precursor being substrate periphery after coating, it dripsand falls, there is a possibility unevenness occurring in thickness of adhesive layer.

In addition, when viscosity is larger than approximately 5000 cps, because unevenness of thickness occurs at time of coating, there is a possibility unevenness occurring in

また、粘着剤層が50%未満のゲル分率を有していると、貼り合せ後に、高温・高温等の過酷な環境に耐えられなくなり、基板が剥がれたり、粘着剤層に気泡が形成されたりするおそれがある。

[0025]

さらに、粘着剤層が約1.0×10⁴ dyn/cm² 未満の 貯蔵弾性率を有する場合は、貼り合わせ時の 圧縮により容易に変形するので、一定の厚さを 得ることができないおそれがある。

また、それが約 $1.0 \times 10^7 \text{ dyn/cm}^2$ より大きい貯蔵弾性率を有する場合は、粘着性を低下させるので、基板の貼り合わせを不可能にするおそれがある。

なお、接着剤前駆体は、粘着剤前駆体とは異なる貯蔵弾性率を有することができる。

[0026]

本発明の実施において用いられる粘着剤前駆体は、上記したような要件を満たす化合物のなかから任意に選択して使用することができるけれども、好ましくは、入手容易性、硬化時間、硬化条件などの面から、紫外線(UV)硬化性あるいは電子線(EB)硬化性の化合物からなっている。

特に、粘着剤前駆体が、アクリル系の化合物の 場合は有利に使用され得る。

また、かかる粘着剤前駆体の基板に対する塗布は、スピンコート法、スクリーンプリント法、ロールコーティング法などの常用の塗布法を使用して有利に実施することができる。

塗布の厚さは、所望とする接着強度などによって変動があるというものの、通常、約 20~70μm の範囲である。

[0027]

図 1 は、本発明の貼り合わせ型光ディスクの一 実施形態を示した側断面図である。

この光ディスクは、先にも触れたように、いわゆる片面再生2層式光ディスク(以下、単に「光ディスク」という)と呼ばれるものであって、2 つの記録層へ情報を光学的に記録したり、又は、そこから情報を読み取ったりすることを片側から可能にしている。

thickness of adhesive layer.

In addition, when adhesive layer has had gel fraction under 50%, it pastes and adjusts and afterwards, stops with standing by high temperature *high humidity or other severe environment, substrate peels off, there is a possibility gas bubble forming in adhesive layer.

[0025]

Furthermore, case adhesive layer has elastic storage modulus under approximately 1.0 X 10⁴ dynes/cm ², to paste together, time because it becomes deformed easilywith compression, there is a possibility where it cannot acquire thefixed thickness.

In addition, when it possesses clastic storage modulus where that is larger than approximately 1.0 X 10⁷ dynes/cm², because tackiness it decreases, there is apossibility of designating pasting together substrate as impossible.

Furthermore, adhesive precursor to possess different elastic storage modulus it is possible adhesive precursor.

100261

adhesive precursor which is used at time of executing this invention, from themidst of compound which fills up kind of requisite which wasinscribed selecting in option, however you can use, from preferably, availability, curing time, curing condition or other aspect, has consisted of ultraviolet light (UV) curability or compound of electron beam (EB) curability.

Especially, when adhesive precursor, it is a compound of acrylic type, it can be usedprofitably.

In addition, using spin coating method, screen printing method, roll coating method or other usual painting method, it can execute application for substrate of this adhesive precursor, profitably.

thickness of application, although you say, that there is a variation withsuch as adhesion strength which is desired of usually, is range approximately 20 - 70; mu m.

[0027]

Figure 1 is lateral cross-section which shows one embodiment of laminated optical disc of the this invention.

this optical dise, as touched first, so-called one surface regeneration 2 layers type optical disc (Below, simply "optical disc" with you call) with being something which is called, records information to optical to 2 recording layer, or, from one side makes that information is grasped from therepossible.

[0028]

図示の光ディスク10は、2枚の透明な樹脂(例えばポリカーボネート樹脂)からなる基板 12 及び14から構成されていて、それぞれの透明な基板の表面に凹凸パターンを形成しており、さらにその中央部には、図 2 に参照番号 11 で示すような円形の中空部分(開口部)を有している。

光ディスク 10 は、それを光ディスク装置に搭載する場合、装置のシャフトにディスクの開口部を装入し、支持することによって行うことができる。

第1の透明基板12上には、アルミニウムのような金属からなり且つ情報を記録するための第1 の情報記録層16が配置されており、90%前後の反射率を有している。

第2の透明基板 14の上には、同じく情報を記録するための第2の情報記録層 18が、金又は SiN_x 、SiCのような珪素系誘電体によって形成されている。

この第2の情報記録層 18 は、高い反射率を有する第1の記録層 16 とは異なり、半透明になっている。

[0029]

さらに、第1の情報記録層16と第2の情報記録 層18との間には光透過性の粘着剤層20が設けられている。

ここで、粘着剤層 20 は、400~4,000cps の粘度を有し、好適にはイソオクチルアクリレート、2-エチルヘキシルカルビトールアクリレート、n-ブチルアクリレート、イソステアリルアクリレート、ウレタンアクリレートのようなアクリル系化合物からなる粘着剤前駆体から、それに対する紫外線、電子線等の放射線による放射線硬化により形成されている。

特に、粘着剤前駆体がウレタンアクリレートからなる場合、光ディスクの製造の効率化に有利な高い硬化速度を有してより好ましいものとなる。

また、粘着剤層 20 は、上述したように、25 deg C で $1.0 \times 10^4 \sim 1.0 \times 10^7$ dyn/cm 2 の貯蔵弾性率と 50%以上のゲル分率とを有している。

25 deg C で約 1.0×10⁴ dyn/cm² 未満の貯蔵弾 性率の場合、粘着剤層の凝集力が低下し、貼り あわせ後にディスクの周縁部から接着剤層がは み出すおそれがある。

[0028]

optical disc 10 in illustration configuration being done from substrate 12 and 14where it consists of 2 transparent resin (for example polycarbonate resin), forms relief pattern in surface of therespective transparent substrate, furthermore, has possessed hollow part (opening) of kindof round which in Figure 2 is shown with reference number 11 in central portion.

optical disc 10, when you install that in optical disc device, loads opening of the disk in shaft of device, it is possible to do by fact thatit supports.

It eonsists of metal like aluminum on first transparent substrate 12 and and first information recording layer 16 in order to record information is arranged, has possessed approximately90% reflectivity.

On second transparent substrate 14, second information recording layer 18 in order similarly to record information, isformed with silicon dielectric like gold or SiN _x, SiC.

this second information recording layer 18 has become semitransparent unlike first recording layer 16 which possesses thehigh reflectivity.

[0029]

Furthermore, adhesive layer 20 of optical transparency is provided between first information recording layer 16 and second information recording layer 18.

Here, adhesive layer 20 has viscosity of 400 - 4,000 cps, ideally from the adhesive precursor which consists of acrylic type compound like isooctyl acrylate, 2- ethylhexyl carbitol acrylate, n- butyl acrylate, isostearyl acrylate, urethane acrylate, is formed with the ultraviolet light, electron beam or other radiation for that by radiation curing.

Especially, when adhesive precursor consists of urethane acrylate, possessing beneficial high euring rate in making efficient of production of optical disc, it becomes, more desirable ones.

In addition, adhesive layer 20, above-mentioned way, has had elastic storage modulus of 1.0 X 10⁴ ~1.0X 10⁷ dynes/cm ² and gel fraction of 50% or more with 25 deg C.

With 25 deg C in case of elastic storage modulus under approximately 1.0 X 10⁴ dynes/cm ², the cohesive force of adhesive layer decreases, pastes and adjusts and there is apossibility adhesive agent layer protruding from periphery of disk afterwards.

また、1.0×10⁷ dyn/cm² の貯蔵弾性率より大きい貯蔵弾性率の場合、粘着性が低下し、貼りあわせが十分になされない可能性がある。

応力緩和の観点から、好適には貯蔵弾性率が $1.0 \times 10^4 \sim 2.0 \times 10^6$ dyn/cm² になっており、より 好適には $5.0 \times 10^4 \sim 2.0 \times 10^6$ dyn/cm² になって いる。

さらに、ゲル分率が 70%以上になっていること が好ましく、また、80%以上になっていることがよ り好ましい。

このような場合は、剥がれや気泡の発生が更に 抑制されるからである。

この粘着剤層 20 は均質になっており、また、ほぼ一定の厚さを有している。

この結果、第1の記録層 16の情報を第2の記録層 18を通して、優れた S/N 比でもって読み出すことができる。

[0030]

以上のように構成された光ディスク 10 に光学へッドからのレーザ光を照射すると、情報の記録 及び読み取りを行なうことができる。

例えば、第2の記録層18からそれに記録された 情報を読み出すことは、図1に示されるように、 レーザ光11を第2の記録層18で集光させることによって可能である。

また、第1の情報記録階 16から記録を読み出すことも、レーザ光L2を半透明の第2の情報記録層 18を介して第1の情報記録層 16で集光させることによって可能となる。

[0031]

なお、図示の例では、一方の側からの情報の記録及び読み取りを可能にした2つの情報記録層を有する実施形態について説明したけれども、本発明の光ディスクはこの実施形態に限定されるものではない。

すなわち、本発明の光ディスクは、例えば、一方の側からの記録及び読み取りを可能にした 1 つの情報記録層を有する光ディスクでもよいし、あるいは、両側からの記録及び読み取りを可能にした 1 つ又は 2 つの情報記録層を有する光ディスクでもよい。

さもなければ、本発明の光ディスクは、記録・読

In addition, in ease of elastic storage modulus which is larger than elastic storage modulus of 1.0 X 10⁷ dynes/cm ², there is a possibility where tackiness decreases, pastes andeannot do to fully adjusting.

From viewpoint of stress relaxation, elastic storage modulus has become ideally 1.0 X 10⁴ ~2.0X 10⁶ dynes/cm ², has become more ideally 5.0 X 10⁴ ~2.0X 10⁶ dynes/cm ².

Furthermore, it is desirable for gel fraction to become 70% or more , inaddition, it is more desirable to become 80% or more .

When it is a this way, because occurrence of peeling and gas bubble furthermore is controled.

this adhesive layer 20 has become uniform, in addition, has possessed almostfixed thickness.

this result, having information of first recording layer 16 with S/N ratio which issuperior through second recording layer 18, it is possible to read out.

[0030]

Like above when laser beam from optical head is irradiated to optical disc 10 which configuration is done, it is possible to record information and reading.

To read out information which from for example second recording layer 18 is recorded to that, asshown in Figure 1, laser beam L1 with second recording layer 18 light collection it is possible by fact that it does.

In addition, to read out record from first information recording layer 16, also, it becomespossible by fact that, laser beam L2 through second information recording layer 18 of semitransparent, light collection is done with first information recording layer 16.

[0031]

Furthermore, with example in illustration, however you explained concerning embodiment which possesses 2 information recording layer which make record and reading of information from one side possible, as for optical disc of this invention it is not something which is limited in this embodiment.

optical disc of namely, this invention is good even with optical disc which possesses the information recording layer of one which makes record and reading from for example one side possible and, or, one which makes record and reading from both sides possible or it is good even with optical disc which possesses 2 information recording layer.

Otherwise, as for optical disc of this invention, record &

み取り方式が光磁気もしくは相変化による光ディスクであってもよい。

[0032]

本発明による貼り合わせ型光ディスクは、下記の工程:第1の基板及び第2の基板の少なくとも一方の表面に、10~5000cps の粘度をもった粘着剤前駆体層を形成する工程、形成された粘着剤前駆体層に放射線を直接照射して、好ましくはゲル分率を50%以上とし且つ $25~\deg$ C での貯蔵弾性率を $1.0\times10^4~1.0\times10^7~d$ yn/cm²とした粘着剤層を形成する工程、及び前記第1の基板及び第2の基板を前記粘着剤層を介して減圧下で貼り合わせる工程、を順次実施することによって製造することができる。

これらの製造工程を順を追って説明すると、次の通りである。

なお、ここで参照する図2は、図1の片面再生2 層式の光ディスク10の製造方法を工程順に示した斜視図である。

[0033]

先ず、図 2(A)に示すように、上述の半透明の第2 の情報記録層 18 の凹凸パターンを表面に形成した第2 の透明基板 14 を作製する。

この第2の透明基板 14 は、ポリカーポネートのような透明樹脂を原料として使用して、その射出成形によって作製し、また、その成形の際、金型の一部を構成するマスタースタンパによって、基板の表面に対して所望の凹凸パターンを付与する。

そして、凹凸パターンが形成された第 2 の透明 基板 14 の表面上には、真空蒸着等により所望 の厚さの第 2 の情報記録層 18 を形成する。

[0034]

次いで、上記のようにして作製した第 2 の記録 層 18 の上に、放射線硬化反応により粘着剤層 を形成可能な粘着剤前駆体 22 を均一に塗布す る。

ここでは、図2(A)に示すように、第2の透明基板 14 を矢印方向に回転させながら、スピンコータ のノズル(図示せず)から粘着剤前駆体22を第2 の記録層18に向けて滴下する方式の、スピンコート法が採用されている。 reading system with the magneto-optical or phase change are good even with optical disc.

[0032]

With this invention as for laminated optical disc, in below-mentioned step: first substrate and the surface of at least one of second substrate, step, which forms adhesive precursor layer whichhad viscosity of 10 - 5000 cps irradiating radiation to adhesive precursor layer which was formed directly, preferably gel fraction 50% or more and only can be produced by fact that the step, and aforementioned first substrate and through aforementioned adhesive layer, pastes together seeond substrate under vacuum step, which form adhesive layer which designates elastic storage modulus with 25 deg C as 1.0 X 10⁴ ~1.0X 10⁷ dynes/cm ² the sequential it executes.

When ehasing order, you explain these production step, as follows is.

Furthermore, Figure 2 which refers to being here is oblique view whichshows manufacturing method of optical disc 10 of one surface regeneration 2 layers type of Figure 1 in process sequence.

[0033]

First, as shown in Figure 2 (A), seeond transparent substrate 14 which formed relief pattern of second information recording layer 18 of above-mentioned semitransparent in surface is produced.

Using transparent resin like polyearbonate, as starting material it produces this second transparent substrate 14, with injection molding, in addition, ease of formation, with master stamper which portion of mold configuration is done, it grants desired relief pattern vis-a-vis surface of substrate.

And, second information recording layer 18 of desired thickness is formed on surface of second transparent substrate 14 where relief pattern was formed with vacuum vapor deposition etc.

[0034]

On second recording layer 18 which next, it produces as description above, adhesive layer moldable adhesive precursor 22 application is done in uniform with radiation euring reaction.

Here, as shown in Figure 2 (A), while second transparent substrate 14 turning to arrow direction, spin coating method of system which it drips adhesive precursor 22 destinedfor second recording layer 18 from nozzle (not shown) of spin coater is adopted.

また、粘着剤前駆体 22 は、第2 の情報記録層 18の上に所望とする一定の厚さを有する均質な 粘着剤層を形成するために、10~5000cps の粘度を有していることが必須である。

なお、粘着剤前駆体 22 の塗布は、上記したスピンコート法に代えて、例えば、スクリーンプリント法、ロールコーティング法などで行ってもよい。

[0035]

粘着剤前駆体 22 の塗布が完了した後、粘着剤 前駆体 22 を硬化させて粘着剤層を形成するため、第 2 の透明基板 14 の全面に、図 2(B)に示すように、粘着剤前駆体の硬化に適した放射 線、例えば紫外線(UV)、ガンマ線(ア)、電子線 等(図示の例では UV を使用)を数秒~数十秒の 所定時間だけ照射する。

このとき、粘着剤前駆体 22 には、照射した UV が、従来のように半透明の第 2 の情報記録層 18 を介することなく直接に入射する。

その結果、強度の低い UV でもって硬化反応が 短時間で行われて、粘着剤層が効率的に形成 される。

なお、この短時間の粘着剤層 20 の形成は、放射線源が、UV でなくて、ガンマ線、電子線等であっても、同様に達成することができる。

[0036]

次いで、図 2(C)に示すように、粘着剤層 20 を表面に有する第 2 の透明基板 14 の上に、第 1 の情報記録層 16 が粘着剤層 20、すなわち、第 2 の情報記録層(図示せず)に対向するようにして、第 1 の情報記録層 16 を表面に有する第 1 の透明基板 12 を貼り合わせる。

ここで使用する第 1 の透明基板 12 は、アルミニウムのような金属からなる第 1 の情報記録層 16 の凹凸パターンを表面に形成したものであり、前記した第 2 の透明基板 14 と実質的に同じ方法で製造することができる。

貼り合わせ作業の結果、図 2(D)に示すように、 第 1 の透明基板 12 と第 2 の透明基板 14 とが 一体的に接合せしめられた光ディスク 10 が得ら れる。

[0037]

第2の透明基板 14 の上に第1 の透明基板 12 を貼り合わせる作業は、この技術分野において 公知ないろいろな手法に従って行うことができる In addition, as for adhesive precursor 22, in order to form uniform adhesive layer which possesses fixed thickness which is desired on second information recording layer 18, it is necessary to have possessed viscosity of 10 - 5000 cps.

Furthermore, replacing to spin coating method which was inscribed, it ispossible to do application of adhesive precursor 22, with for example screen printing method, roll coating method etc.

[0035]

After application of adhesive precursor 22 completes, hardening adhesive precursor 22, in orderto form adhesive layer, as in entire surface of second transparent substrate 14, shown in Figure 2 (B), radiation, for example ultraviolet light which is suited for hardening adhesive precursor (UV), gamma ray (;ga), just specified time of several seconds—several tens of seconds irradiates (With example in illustration you use UV) such as electron beam.

At time of this, UV which was irradiated, conventional way incidence it does directly in adhesive precursor 22 without minding second information recording layer 18 of semitransparent.

As a result, having with UV where intensity is low, curing reaction being done with short time, adhesive layer is formed to efficient.

Furthermore, as for formation of adhesive layer 20 of this short time, radiation source, not being UV, it can achieve in same way even with the gamma ray, electron beam etc.

[0036]

Next, as shown in Figure 2 (C), on second transparent substrate 14 which possesses adhesive layer 20 in surface, first transparent substrate 12 which possesses first information recording layer 16 in surface that first information recording layer 16 opposes to adhesive layer 20, namely, second information recording layer (not shown), is pasted together.

Being something which formed relief pattern of first information recording layer 16 which consists of metal like aluminum in surface, before second transparent substrate 14 which youinscribed it can produce first transparent substrate 12 which is used here, substantially with same method.

As result of lamination operation, shown in Figure 2 (D), optical disc 10 which the first transparent substrate 12 and second transparent substrate 14 connect to integral is aequired.

[0037]

Following to publicly known various technique in this technical field, that it is possible thing which it does although you say, when itis a production of optical disc of this

というものの、本発明の光ディスクの製造の場合、好ましくは、図 3 に示すような基板貼り合わせ装置 30 を使用して減圧下に有利に実施することができる。

図 3 を参照して基板貼り合わせ装置 30 を詳細に説明すると、真空チャンパ32には第1の開口部34及び第2の開口部36が本体33を介して対向して設けられている。

また、第1の開口部34及び第2の開口部36は、それぞれ、以下に説明するようにシャフトの移動によって取り外し可能な第1の蓋部38及び第2の蓋部40によって閉塞されており、したがって、真空チャンパ32内は気密に閉じられている。

特に、第1の蓋部38及び第2の蓋部40を同時に開閉することによって真空の形成又は開放を行うことによって、真空チャンバ32における基板の出し入れをより効率的に且つ短時間で行うことができる。

なお、図示されないが、真空チャンパ 32 には、 その内部を 1mTorr 以下の所定の圧力まで真 空排気することができる真空排気装置が接続されている。

[0038]

第 1 の蓋部 38 には、円柱状の第 1 のシャフト 42 がそこを貫通して、矢印方向に移動が可能な ように設けられている。

同様に、第2の蓋部40には、円柱状の第2の シャフト44がそこを貫通して、矢印方向に移動 可能なように設けられている。

このような場合、第1のシャフト42及び第2のシャフト44がそれぞれ上述の方向に移動できるよう、直線運動機構(図示せず)に接続されていてもよい。

こうして、第1のシャフト 42及び第2のシャフト 44は、それらの端部を対向して接近させることができる。

[0039]

基本的に、第1のシャフト42及び第2のシャフト 44の端部は、基板12又は基板14を開口部の 周縁部で支持することができる。

より詳細に述べると、第1のシャフト42及び第2 のシャフト44の端部の先端部が、基板12及び 基板14の開口部内に配置されている。

この場合、第1のシャフト 42 及び第2のシャフト 44 の移動により、第1のシャフト 42 及び第2の

invention, using kind of substrate lamination apparatus 30 which it shows in preferably, Figure 3, it can exceute work of pastingtogether first transparent substrate 12 on second transparent substrate 14, profitably under vacuum.

Referring to Figure 3, when you explain substrate lamination apparatus 30 in detail, the first opening 34 and second opening 36 through main body 33 in vacuum chamber 32, opposing, it isprovided.

In addition, first opening 34 and second opening 36, as respectively, explainedbelow, with movement of shaft occlusion to be done with removeable first cover part 38 and second cover part 40, therefore, inside of vacuum chamber 32 is closed in the airtight.

Especially, by fact that it forms vacuum by fact that the first cover part 38 and second cover part 40 are opened and closed simultaneously or it opens, from taking in and out substrate in vacuum chamber 32 and is possible factthat it does with short time to efficient.

Furthermore, it is not illustrated, vacuum pumping device which vacuum pumping can do interior to vacuum chamber 32, to predetermined pressure of 1 mTorr or less is connected.

10038

eylindrical first shaft 42 penetrating there, in order for movement to be possible in arrow direction, it is provided in first cover part 38.

In same way, cylindrical second shaft 44 penetrating there, in arrow direction the movable way it is provided in second cover part 40.

When it is a this way, in order to be able to move to respectiveabove-mentioned direction first shaft 42 and second shaft 44, it is possible tobe connected by straight lines exercise mechanism (not shown).

In this way, first shaft 42 and second shaft 44, opposing, can approach those end.

[0039]

In basie, end of first shaft 42 and second shaft 44 can support the substrate 12 or substrate 14 with periphery of opening.

When you express in detail, tip portion of end of first shaft 42 and second shaft 44, is arranged inside opening of substrate 12 and substrate 14.

In case of this, end of first shaft 42 and second shaft 44 opposing with movement of first shaft 42 and second shaft 44,

シャフト 44 の端部が対向して接近し、基板 12 及 び基板 14 を密着させることができるようになる。

好適には、図4に拡大して示されるように、第1 のシャフト42及び第2のシャフト44の各先端部 には、爪部46a,46b,48a,48bが、周方向に一定 間隔を置いて一体的に設けられて、周縁部と中 央部との間で、機械的に又は電気的に揺動す ることができるようになっている。

このような爪部 46a,46b,48a,48b が中央部に配置されたときは、第 1 の透明基板 12 及び第 2 の透明基板 14 の開口部に容易に挿入することができる。

また、第1の透明基板 12 及び第2の透明基板 14 の開口部に挿入した爪部 46a,46b,48a,48b が 周縁部に配置されたときは、第1の透明基板 12 及び第2の透明基板 14 を確実に支持することができる。

[0040]

さらに、第 1 のシャフト 42 の爪部 46a 及び 46b は、それぞれ、第 2 のシャフト 44 の爪部 48a 及び 48b の間に形成された間隙 52a 及び 52b に十分に入り込むような形状及び大きさになっている。

同様に、第2のシャフト44の爪部48a及び48bは、それぞれ、第1のシャフト42の爪部46a及び46bの間に形成された間隙50a及び50bに十分に入り込むような形状及び大きさになっている。

この場合、第 1 及び第 2 のシャフト 42 及び 44 を互いに接近させて各シャフトの爪部 46a 及び 46b、そして爪部 48a 及び 48b をそれぞれ、相対 する爪部の間隙 52a 及び 52b、そして間隙 50a 及び 50b に挿入したときには、それらの対向している面を接触させて所定の圧力を与える。

このとき、そのような面に与えられる圧力は、好適には0.01~0.5kg/cm²でもって0.1~10秒間、より好適には0.05~0.1kg/cm²でもって約1秒間維持される。

その結果、この基板貼り合わせ装置 30 は、第 1 の透明基板 12 と第 2 の透明基板 14 を一定の 厚さの粘着剤層を介して密着させて、所望とす る基板貼り合わせを行なうことができる。

なお、好ましくは、シャフト 42、44 の先端に位置する爪部の対向している面に生じる圧力を均一にするため、各シャフト42、44には、第1の透明基板12と第2の透明基板14を相互に圧着するための支持面 45a、45b が対向して設けられて

it approaches, itreaches point where it can stick substrate 12 and substrate 14.

Ideally, expanding to Figure 4, as shown, in each tip portion of first shaft 42 and second shaft 44, pawl 46a, 46b, 48a, 48b, putting constant interval in circumferential direction, beingprovided in integral, between periphery and central portion, in mechanical or it has reached point where it ean shake in electrical.

When pawl 46a, 46b, 48a, 48b a this way is arranged in central portion, it can insert in opening of first transparent substrate 12 and second transparent substrate 14 easily.

In addition, when pawl 46a, 46b, 48a, 48b which is inserted in opening of the first transparent substrate 12 and second transparent substrate 14 is arranged in periphery, first transparent substrate 12 and second transparent substrate 14 can be supported securely.

[0040]

Furthermore, paw! 46a and 46 b of first shaft 42 respectively, havebecome kind of shape and size which enters into fully in paw! 48a of second shaft 44 and gap 52a and 52 b which were formed between 48 b.

In same way, pawl 48a and 48 b of second shaft 44 respectively, have become kind of shape and size which enters into fully in pawl 46a of first shaft 42 and gap 50a and 50 b which were formed between 46 b.

In case of this, 1 st and 2nd shaft 42 and approaching 44 mutually, when the pawl 46a and 46 b, and pawl 48a and 48 b of each shaft gap 52a and 52 b, of pawl which respectively, faces and inserting in gap 50a and 50 b, surface where those are opposedeontacting, it gives predetermined pressure.

At time of this , pressure which is given to that kind of aspect is maintained, having ideally with 0.01 - $0.5\ kg/cm$ ² , 0.1 - 10 second , compared to having ideally with 0.05 - 0.1 kg/cm ² , approximately l second .

As a result, as for this substrate lamination apparatus 30, it is possible to do substrate pastingtogether which through adhesive layer of fixed thickness, sticking, desires first transparent substrate 12 and second transparent substrate 14.

Furthermore, in order to designate pressure which it occurs on the surface where pawl which to position of end of the preferably, shaft 42, 44 is is opposed as uniform, first transparent substrate 12 and second transparent substrate 14 mutually the support surface 45a, 45b in order pressure

いる。

[0041]

しかも、本発明による基板の貼り合わせは減圧 下あるいは真空下で行われるので、通常、貼り 合わせの途中で粘着剤層中に気泡が見い出さ れることはない。

すなわち、得られる光ディスクにおいて、それらの基板を接合した媒体として、気泡のない粘着 削層を形成することができ、したがって、貼り合わせ型光ディスクの品質を向上させることができる。

[0042]

以上、本発明の貼り合わせ型の光ディスクの製造を図2、図3及び図4に示す好ましい1実施形態を参照して説明したけれども、本発明はかかる実施形態に限定されないということは言うまでもない。

例えば、本発明の光ディスクの製造において、 紫外線等の放射線の照射は粘着剤前駆体に対 して直接的に行われるので、粘着剤層の適用 部位をいろいろに変更することができる。

一例を示すと、粘着剤層は、上記した例のよう に第2の透明基板の上でなく第1の透明基板の 上に形成してもよい。

あるいは、粘着剤層を第2の透明基板及び第1 の透明基板の双方に形成してもよい。

[0043]

また、本発明の光ディスクの製造において用いられる基板貼り合わせ装置も、図3及び図4を参照して上記した実施形態に限定されるものではなく、本発明の範囲内でいろいろに変更することができる。

例えば、図5に示されるように、基板貼り合わせ 装置60が、矢印で示される方向に移動可能な2 つの回転体62及び64を有し、それぞれの回転 体が、その周縁部に、蓋部402及びシャフト44a と蓋部40b及びシャフト44bの組、そして蓋部 38a及びシャフト42aと蓋部38b及びシャフト42b の組を有していてもよい。

この場合、基板の貼り合わせ中に、粘着剤前駆体が塗布された第1の透明基板及び第2の透明基板を、爪部に支持させることができる。

その結果、粘着剤前駆体の塗布から基板の貼り合わせまでの時間の短縮が可能となって、光

bonding to do opposing, it is provided in each shaft 42, 44.

f00411

Furthermore, because with this invention pasting together substrate is doneunder vacuum or under vacuum, there are not times when usually, in middle of pasting together gas bubble starts to be to see in the adhesive layer.

It to be possible to form adhesive layer which does not have gas bubble as media which connects those substrate namely, in optical disc which isacquired, therefore, quality of laminated optical disc it can improve.

[0042]

Referring to desirable 1 embodiment where above, production of the optical disc of laminated type of this invention is shown in Figure 2, Figure 3 and Figure 4, however youexplained, you call this invention that it is not limited in embodiment which catches.

At time of producing optical disc of for example this invention, because lighting of ultraviolet light or other radiation is done directly vis-a-vis adhesive precursor, application site of adhesive layer can be modified various types.

When one example is shown, like example which was inscribed it is possible to form adhesive layer, on first transparent substrate not to be on second transparent substrate.

Or, both of second transparent substrate and first transparent substrate it is possible to form adhesive layer.

10043]

In addition, either substrate lamination apparatus which is used at time of producing optical disc of this invention, referring to Figure 3 and Figure 4, is not something whichis limited in embodiment which you inscribed, it can modify varioustypes inside range of this invention.

As shown in for example Figure 5, substrate lamination apparatus 60, has movable 2 rotator 62 and 64 in the direction which is shown with arrow, respective rotator, to the periphery, has been allowed to have possessed group of group, and the cover part 38a and shaft 42a and cover part 38b and shaft 42b of cover part 40a and the shaft 44a and cover part 40b and shaft 44b.

In case of this, while pasting together substrate, adhesive precursor cansupport first transparent substrate and second transparent substrate which application are done, in the pawl.

As a result, shortening in time to pasting together substrate becomingpossible from application of adhesive precursor,

ディスクのスループットを顕著に向上させる。

[0044]

さもなければ、図 6 に模式的に示される基板貼り合わせ装置 80 を使用してもよい。

この基板貼り合わせ装置 80 は、図 6 に図示されるように、3 つの回転体 62a、62b 及び 62c を有していて、そのうちの 1 つ、回転体 62a が真空チャンバ 32 内に収容されている。

また、真空チャンバ 32 には、2 つのロードロック チャンバ 64a 及び 64b が備えられていて、それぞ れのロードロックチャンバが、対向した開口部 34a 及び 36a、そして開口部 34b 及び 36b を有し ている。

これらの開口部 34a、34b、36a 及び 36b のうち、 真空チャンパ 32 の内側にあるもの 34a 及び 34b は、真空チャンパ 32 内に収容されている回転体 62a の蓋部 38a 及び 38b によって気密に塞がれ ており、真空チャンパ 32 の外側にあるもの 36a 及び 36b は、残り2 つの回転体 62b 及び 62c の 蓋部 40a 及び 40b によって気密に塞がれてい る。

[0045]

基板貼り合わせ装置 80 をこのような構成とした場合には、一方のロードロックチャンバ 64a 内で基板の貼り合わせを行っているとき、大気圧になっている他方のロードロックチャンバ 64b 内で第1の透明基板 12 及び第2 の透明基板 14 をそれぞれ爪部 46a、46b、48a、48b に支持させた後、そのロードロックチャンバ 64b を所定圧力まで減圧させることができる。

したがって、このような装置を使用すると、基板の貼り合わせに必要とされる真空排気時間のさらなる短縮が可能となり、光ディスクのスループットを一段と向上させることができる。

[0046]

本発明による貼り合わせ型光ディスクは、他の 形態において、基本的には前記した貼り合わせ 型光ディスクと同様な構成を有しており、したが って、第1の透明な基板と、第2の透明な基板 と、前記第1の基板と前記第2の基板とを貼り 合せる光透過性の接着剤層と、前記第1の基 板と前記第2の基板と前記接着剤層との間に設 けられた少なくとも1つの情報記録層とを備えて なる。

前記した貼り合わせ型光ディスクとこれから説明する貼り合わせ型光ディスクの主たる相違点

throughput of optical disc itimproves remarkably.

[0044]

Otherwise, it is possible to use group sheet lamination apparatus 80 which in Figure 6 is shownin schematic.

As for this substrate lamination apparatus 80, as illustrated to Figure 6, having possessed 3 rotator 62a, 62b and 62 c, one, rotator 62a among those is accommodated inside the vacuum chamber 32.

In addition, 2 load-lock chamber 64a and 64 b having, respective load-lock chamber, hashad opening 34a and 36 a, and opening 34b and 36 b which oppose in vacuum chamber 32.

As for thing 36 a and 36 b where inside these opening 34a, 34b, 36a and 36 b, thing 34 a and 34 b which is inside of vacuum chamber 32 with cover part 38a and 38 b of rotator 62a which is accommodated inside vacuum chamber 32 are closed in airtight, is outside of vacuum chamber 32, With cover part 40a and 40 b of remaining 2 rotator 62b and 62 e itis closed in airtight.

[0045]

When substrate lamination apparatus 80 it makes configuration a this way, when pasting together substrate inside on one hand load-lock chamber 64a, inside load-lock chamber 64b of other which becomes atmospherie pressure first transparent substrate 12 and second transparent substrate 14 after supporting, the load-lock chamber 64b vacuum is possible to respective pawl 46a, 46b, 48a, 48b to specified pressure.

Therefore, when device a this way is used, further shortening of vacuum pumping time which is needed for pasting together substrate becomespossible, throughput of optical disc one step can improve.

[0046]

With this invention laminated optical dise before has had configuration which is similar to laminated optical disc which was inscribed in basic in other shape, therefore, first transparent substrate and second transparent substrate and aforementioned first substrate andaforementioned second substrate pastes adhesive agent layer and aforementioned first substrate and aforementioned second substrate and aforementioned second substrate of optical transparency which combination is doneand information recording layer of at least one which is provided between theaforementioned adhesive agent layer having, becomes.

Before laminated optical disc which was inscribed and as main difference of the laminated optical disc which is

としては、以下において詳細に説明するように、この光ディスクでは、2つの透明な基板の貼り合わせのため、粘着剤に代えて接着剤、特に高粘度を有している放射線硬化性接着剤前駆体に由来する接着剤を使用していること、そして、使用している接着剤の特性を生かして接着剤層中への気泡の混入を防止するため、基板貼り合わせの手順を変更していること、がある。

なお、以下の説明においては、重複を避けるため、前記光ディスクと共通可能な部分について の詳細な説明を省略することにする。

[0047]

本発明の光ディスクは、第 1 の透明な基板と第 2 の透明な基板とを光透過性の接着剤層を介して貼り合わせた構造を有しており、また、情報の記録のため、第 1 及び第 2 の基板の少なくとも一方の表面に、すなわち、その基板の接着剤層側の上に、記録層を備えている。

このような構造の貼り合わせ型光ディスクは、前記したように、いろいろなタイプのものを包含している。

[0048]

光ディスクの第1及び第2の透明な基板は、先に説明したように、この技術分野で一般的に行われているように、射出成形法などの常用の成形法によってアクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂などの透明なプラスチック材料から形成することができる。

透明な基板についての詳細は、したがって、先 の説明を参照されたい。

[0049]

また、透明な基板の表面のうち、記録層が形成されるべき表面には、光ディスクに記録されるべき映像、音声等の情報信号に対応した凹凸パターンあるいは凹凸ピットを付与する。

さらに、形成された凹凸パターン等の上には、 反射型又は半透明型記録層の形成に適した金 属材料、セラミック材料等を薄膜で被着すること ができる。

このような凹凸パターンやその上における記録 層の形成に関しても、詳細は、先の説明を参照 されたい。

[0050]

本発明の光ディスクでは、上述した第 1 の透明な基板及び第 2 の透明な基板が光透過性の接

explained from now on, as explained in detail in below, with this optical disc, for pasting together 2 transparent substrate, replacing to adhesive, you use adhesive which derives in radiation curable adhesive precursor which has possessed the adhesive, especially high viscosity, And, utilizing characteristic of adhesive which has been used, in order toprevent mixture of gas bubble to in adhesive agent layer, it modifies the protocol of substrate pasting together, it is.

Furthermore, in order to avoid overlap at time of explainingbelow, we have decided to abbreviate detailed description concerning theaforementioned optical disc and common possible portion.

[0047]

optical disc of this invention has had structure which through adhesive agent layer of optical transparency, pastes together, first transparent substrate and second transparent substrate in addition, forrecording information, on adhesive layer side of substrate of namely,, has the recording layer for surface of at least one of 1 st and 2nd substrate.

laminated optical disc of structure a this way, as before inscribed, has included those of various type.

[0048]

As explained first, in order to be done generally with this technical field, with injection molding method or other usual molding method it can form 1 st and 2nd transparent substrate of the optical disc, from acrylic resin, polycarbonate resin or other transparent plastic material.

Concerning transparent substrate as for details, therefore, explanation ahead wasreferred to to be.

10049

In addition, among surface of transparent substrate, relief pattern or relief pit which corresponds to image, audio or other information signal which it should record to optical disc isgranted to surface which recording layer should form.

Furthermore, on relief pattern or other which was formed, metallic material, ceramic material etc which issuited for formation of reflective type or semitransparent type recording layer can be applied with thin film.

To relief pattern and formation a this way of recording layer on that inregard, details were referred to explanation ahead to be.

[0050]

adhesive agent layer where with optical disc of this invention, first transparent substrate and second transparent

着剤層を介して貼り合わされており、特に、それらの基板間に接合のために介在せしめられた接着剤層が、500cps 以上の高粘度を有する放射線硬化性接着剤前駆体から、第1の基板と第2の基板とをその接着剤前駆体を介して重ね合わせた後に放射線照射を行うことにより硬化させて形成されものである。

[0051]

接着剤層の形成に用いられる放射線硬化性接着剤前駆体の粘度は、500cps 以上であることが必要であり、好ましくは 500~10000cps の範囲、さらに好ましくは 1000~5000cps の範囲である。

これは、本発明の光ディスクの場合、選ばれた接着剤前駆体を予め厚みが均一になるようにディスク基板上にスピンコート法などにより塗布しておき、その後で一対のディスク基板を重ね合わせる際、接着剤前駆体の厚みが変わらないようにするため、粘度は十分に高いことが望ましいが、他方で、接着剤前駆体の塗布を所望の厚みで実用的に行える範囲でなければならないからである。

さらに、接着剤前駆体の粘度が低すぎると、それを塗布した後であって放射線硬化を行う前に、接着剤前駆体が基板周縁部で滴り落ちたりするおそれがある。

なお、ここで使用する放射線硬化性接着剤前駆体の粘度は、本発明の効果に悪影響を生じないのであるならば、10000cps を上回っていてもよい。

[0052]

本発明の実施において用いられる接着剤前駆体は、上記したような要件を満たす化合物のなかから任意に選択して使用することができるけれども、好ましくは、入手容易性、硬化時間、硬化条件、硬化のための放射線照射手段などの面から、紫外線(UV)硬化性又は電子線(EB)硬化性の接着剤前駆体である。

適当な UV 又は EB 硬化性の接着剤前駆体の例としては、以下に列挙するものに限定されるわけではないけれども、イソオクチルアクリレート、2-エチルヘキシルカルビトールアクリレート、n-ブチルアクリレート、イソステアリルアクリレート、そしてウレタンアクリレートのようなアクリル系化合物からなる接着剤前駆体を挙げることができる。

特に適当なUV硬化性の接着剤前駆体は、ウレタンアクリレート(UA)とヒドロキシプロビルアクリ

substrate which description above are done through adhesive agent layer of optical transparency, it pastes and has been brought together, especially, between substrate of those lies between for connecting, from radiation curable adhesive precursor which possesses high viseosity of 500 cps or greater, After through adhesive precursor, superposing first substrate and second substrate, hardening by doing irradiation, it is formed and it is a thing.

[0051]

viscosity of radiation curable adhesive precursor which is used for formation of adhesive agent layer , being necessary to be 500 cps or greater , range of preferably 500~10000cps , furthermore isrange of preferably 1000~5000cps .

This, in case of optical disc of this invention, in order beforehand for the thickness to become uniform, application does adhesive precursor which is chosen on disk substrate with spin coating method etc, occasion where after that disk substrate of pair is superposed, because thickness of adhesive precursor that triesdoes not change, as for viscosity high thing is desirable in the fully, but with other, application of adhesive precursor it must be a range which with desired thickness can bedone in practical, because.

Furthermore, when viscosity of adhesive precursor is too low, application afterdoing that, before doing radiation curing, adhesive precursor being substrate periphery, there is a possibility of dripping and falling.

Furthermore, viscosity of radiation curable adhesive precursor which is used here does not cause adverse effect in effect of this invention, if is, it is possible to exceed 10000 cps.

[0052]

adhesive precursor which is used at time of executing this invention, from themidst of compound which fills up kind of requisite which was inscribed selecting in option, however you can use, from irradiation means or other aspect for preferably, availability, curing time, curing condition, hardening, is ultraviolet light (UV) curability or adhesive precursor of the electron beam (EB) curability.

As example of adhesive precursor of suitable UV or EBcurability, however it is notcase that it is limited in those which are enumerated below, the adhesive precursor which consists of acrylic type compound like isooctyl acrylate, 2-cthylhexyl carbitol acrylate, n-butyl acrylate, isostearyl acrylate, and urethane acrylate can belisted.

Especially, urethanc acrylate (UA) with being something which adds photoinitiator to blend of hydroxypropyl acrylate

レート(HPA)の混合物に光重合開始剤を加えたものであり、例えば次のような組成(比率は重量部)で有利に使用することができる。

[0053]

(HPA), you can use adhesive precursor of suitable UV hardening property, profitably with for example next kind of composition (As for ratio parts by weight).

[0053]

組成物 UA HPA 光重合開始剤 粘度(cps)

Constitution composition UAHPA Mitsushige photoinitiator viscosity viscosity pcps

1 50 50 1 2000

150,501 2000

2 | 40 60 1 800

2 | 40,601 800

3 60 40 1 2950

市販のウレタンアクリレート(UA)は日本合成化 学工業社から商品名"UV3000B"として入手可

能であり、また、市販の光重合開始剤はメルク・ジャパン社から商品名"ダロキュアー(Darocur)1173"として入手可能である。

[0054]

360,401 2950

また、かかる接着剤前駆体の基板に対する塗布は、スピンコート法、スクリーンプリント法、ロールコーティング法などの常用の塗布法を使用して有利に実施することができる。

塗布の厚さは、所望とする接着強度などによって変更可能であり、好適には、数 μ m~数十 μ m の範囲である。

また、本発明の光ディスクでは、その接着剤層の形成に用いられた接着剤前駆体が、第 1 の基板と第 2 の基板とをその接着剤前駆体を介して真空中あるいは減圧下で重ね合わせた後であって放射線照射により硬化させる前、第 1 の基板と第 2 の基板との間で大気圧よりも高い圧力にさらされたものであることが必要である。

接着剤前駆体は、それが高粘度であるので、第1 の基板と第2 の基板とを重ね合わせる時に、ことさらに強い押圧力や余分な接着剤前駆体を振り落とすための回転力を加えることが不要となり、よって、接着剤前駆体の厚みにムラが発生するのを防止できるばかりか、上記のような

As for commercial urethane acrylate (UA) as tradename *UV3000B* from Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd. (DB 69-057-5964) corporation with obtainable, in addition, commercial photoinitiator is obtainable tradename *Durocure (Darocur) 1173 " asfrom Merck *Japan corporation.

[0054]

In addition, using spin coating method, screen printing method, roll coating method or other usual painting method, it can execute application for substrate of this adhesive precursor, profitably.

thickness of application, ideally, several; mu is range of m-several tens of; mu m with changeable with such as adhesion strength which is desired.

In addition, with optical disc of this invention, adhesive precursor which is used forformation of adhesive agent layer, after through adhesive precursor, superposing the first substrate and second substrate in vacuum or under vacuum, before hardeningwith irradiation, in comparison with atmospheric pressure being something which was exposed to high pressure is necessary between first substrate and the second substrate.

Because as for adhesive precursor, that is high viscosity, when superposing the first substrate and second substrate, thing furthermore it becomes unnecessary, depends, to add rotational force in order to shake off strong pushing pressure and excess adhesive precursor can prevent fact that unevenness occurs in thickness of the adhesive precursor not

大気圧よりも高い圧力を加えた結果、捕捉された空気による気泡のみならず、接着剤前駆体からの蒸発及び気化した物質による気泡をも、その接着剤前駆体から効果的に除去することができる。

本発明では、適用される高い圧力の作用により、接着剤前駆体から発生した気泡をその接着剤前駆体に再び溶解させることができる。

なお、当業者に容易に理解できるように、本発明では、かかる気泡の除去を粘着剤前駆体の場合にも同様に可能である。

[0055]

本発明の貼り合わせ型光ディスクの一実施形態は、先に図 1 を参照して説明した片面再生 2 層式光ディスクに同様であることができる。

すなわち、光ディスク 10 は、2 枚の透明なポリカーポネート樹脂からなる基板 12 及び 14 から構成されていて、それぞれの透明な基板の表面に凹凸パターンを形成しており、さらにその中央部には、開口部 11 を有している。

また、第1の透明基板 12上には第1の情報記録層 16が、第2の透明基板 14上には第2の情報記録層 18が、それぞれ形成されている。

さらに、第1の情報記録層16と第2の情報記録 層18との間には光透過性の接着剤層20が設けられている。

接着剤層 20 は、接着剤の前駆体に紫外線を照射することによって硬化させ、形成したものである。

[0056]

以上のように構成された光ディスク 10 において、光学ヘッドからのレーザ光 L1 を第 2 の記録 層 18 で集光させることによって記録層 18 に記録された情報を読み出すことが可能である。

また、第1の情報記録層 16から記録を読み出すことも、レーザ光L2を半透明の第2の情報記録層 18を介して第1の情報記録層 16で集光させることによって可能となる。

[0057]

本発明による貼り合わせ型光ディスクは、下記

only, Result and gripping which add high pressure as description above incomparison with atmospheric pressure with air which is done gas bubble furthermore, with substance which it evaporates and evaporates and from adhesive precursor also gas bubble, can be removed from adhesive precursor in the effective.

With this invention, gas bubble which occurs from adhesive precursor it is applied to action of high pressure, can be melted in adhesive precursor again.

Furthermore, in order to be able to understand easily in person skilled in the art, with this invention, removal of this gas bubble in case of adhesive precursor it is possible in same way.

[0055]

Referring to Figure 1 first, to be similar to one surface regeneration 2 layers type optical disc which you explain it is possible one embodiment of laminated optical disc of this invention.

namely, optical disc 10 configuration being done from substrate 12 and 14 where it consists of 2 transparent polycarbonate resin, forms relief pattern in surface of respective transparent substrate, furthermore, has possessed opening 11 in central portion.

In addition, first information recording layer 16, second information recording layer 18, is formed on second transparent substrate 14 on first transparent substrate 12 respectively.

Furthermore, adhesive agent layer 20 of optical transparency is provided between first information recording layer 16 and second information recording layer 18.

adhesive agent layer 20 hardening by fact that ultraviolet light is irradiated to the precursor of adhesive, is something which it formed.

[0056]

Like above laser beam L1 from optical head it is possible with second recording layer 18 in optical disc 10 which configuration is done, to read out information which is recorded to recording layer 18 by fact that light collection it does.

In addition, to read out record from first information recording layer 16, also, it becomespossible by fact that, laser beam L2 through second information recording layer 18 of semitransparent, light collection is done with first information recording layer 16.

[0057]

With this invention as for laminated optical disc, in

の工程:第1の基板及び第2の基板の少なくとも一方の表面に、500eps 以上の粘度を有する放射線硬化性接着剤前駆体を適用する工程、第1の基板及び前記第2の基板を、先の工程で通用した接着剤前駆体を介して、好ましく接着剤前駆体を、第1の基板、第2の基板及び接着剤前駆体の層が重ね合わされた状態を維持しながら、大気圧よりも高い圧力にさらす工程、そして接着剤前駆体の層に放射線を照射しては大き、第1の基板及び第2の基板を接着値を介して貼り合わせる工程、を順次実施することによって製造することができる。

接着剤前駆体の層に放射線を照射する工程は、第1及び第2の基板の両方からの放射線照射によって実施してもよく、あるいはこれらの基板の任意の一方からの放射線照射によって実施してもよい。

第1の基板、第2の基板及び接着剤前駆体は、 それぞれ、前記した通りである。

[0058]

本発明の製造方法によると、第 1 の基板と第 2 の基板を高粘度の接着削前駆体を介して減圧下で重ね合わせる手法を採用しているので、その途中で、基板間あるいは接着削前駆体中に空気が捕捉されるのを効果的に防止することができる。

また、この手法に従うと、従来のように、基板を 重ね合わせた後に余分な接着剤前駆体を振り 落とすために全体を回転させるような作業を行 わなくても済むので、接着剤前駆体の層及びし たがって接着剤層の厚みに大きなムラが発生 することも防止できる。

[0059]

さらに、上記のようにして第1の基板と第2の基板を重ね合わせた直後、接着剤前駆体の層を含めた全体を大気圧よりも高い圧力にさらす手法を採用しているので(すなわち、以下に説明するように、例えば空気等の気体の圧力により大気圧以上に加圧されるので)、捕捉された空気による気泡のみならず、接着剤前駆体からの蒸発・気化したガスによる気泡もまた、完全に除去することができる。

実際、本発明方法に従うと、目視確認が不可能な程度に微細な気泡も、接着剤前駆体から排除することができる。

below-mentioned step: first substrate and the surface of at least one of second substrate, through step. first substrate which applies the radiation curable adhesive precursor which possesses viscosity of 500 cps or greater and adhesive precursor whichapplies aforementioned second substrate, with step ahead, step. adhesive precursor which is superposed under vacuum below preferably 1mTorr. While maintaining state which layer of first substrate, second substrate and adhesive precursor piles up and can be brought together, irradiating radiation to layer of step. and adhesive precursor which it exposes to high pressure incomparison with atmospheric pressure, hardening, it can produce by fact that sequential it executes step, which through adhesive agent layer, pastestogether first substrate and second substrate.

It is possible to execute step which irradiates radiation tolayer of adhesive precursor, with irradiation from both of 1 st and 2nd substrate, or with irradiation from one side of option of these substrate to execute ispossible.

first substrate, second substrate and adhesive precursor are, as respectively, before inscribed.

[0058]

Because, technique which through adhesive precursor of high viscosity, superposes first substrate and second substrate under vacuum is adopted with manufacturing method of this invention, midway, between substrate or in adhesive precursor air eanprevent fact that gripping it is done in effective.

In addition, when you follow this technique, eonventional way, aftersuperposing substrate, because it does not have to do kind of workof turning, layer of adhesive precursor and also unevenness which therefore islarge to thickness of adhesive agent layer occurring can prevent entirety inorder to shake off excess adhesive precursor.

[0059]

Furthermore, immediately after superposing first substrate and second substrate asdescription above, because technique which is exposed to high pressure entirety which includes layer of adhesive precursor in comparison with atmospheric pressure is adopted (As explained below namely, , because it is pressurized to atmospheric pressure or higher by pressure of for example air or other gas), with air which gripping is done gas bubble furthermore, it can remove also gas bubble and completely with gas which it evaporates & evaporates from adhesive precursor.

Really, when you follow this invention method, visual eonfirmation to impossible extent can removealso microvoid, from adhesive precursor.

[0060]

本発明の貼り合わせ型光ディスクは、好ましくは、次のような手順で製造することができる。

(1)第1のディスク基板及び第2のディスク基板 のそれぞれの表面(接着面)に、500eps 以上の 粘度を有する紫外線硬化性接着剤前駆体を、 所定の厚みとなるようにスピンコート法により塗 布する。

[0061]

(2)第1のディスク基板及び第2のディスク基板 を真空槽の中で、それぞれのディスク基板の表 面に塗布した接着剤前駆体の層がそれらの基 板によって挟み込まれるように、対向させて保 持する。

(3)2 枚のディスク基板の接着剤前駆体の層の間を減圧状態にしつつ、それらのディスク基板を上側のディスク基板の自重落下により重ね合わせる。

[0062]

(4)第1のディスク基板、第2のディスク基板、そして接着剤前駆体の層が重ね合わされた状態(いわば、光ディスク前駆体)を維持しながら、真空槽(ここでは、圧力槽として機能する)に圧縮空気を導入して光ディスク前駆体を加圧し、接着剤前駆体より蒸発・気化することにより接着剤前駆体の層中に分散した微細な気泡を接着剤前駆体に再溶解させる。

[0063]

(5)例えば真空槽に内蔵された紫外線光源から、所定強度の紫外線を一方の基板を通して接着剤前駆体の層に照射してこれを硬化させ、接着剤層を形成する。

上記のような工程を経て完成した光ディスクを 真空槽から取り出すことにより、本発明の製造 方法が完了する。

なお、接着剤前駆体の層への紫外線の照射 は、大気圧下で行ってもよい。

また、この製造方法の各工程は、その順序が異なりかつ一部の工程はそのまま繰り返すことができないという相違点を除いて、先に図2を参照して説明した工程と同様とすることができる。

[0064]

本発明による貼り合わせ型光ディスク、すなわち、中央部に開口部を有する第1の透明な基板 及び第2の透明な基板と、前記第1の基板と前

[0060]

It can produce laminated optical disc of this invention, with preferably, next kind of protocol.

In (1) first disk substrate and respective surface (adhesive surface) of second disk substrate, ultraviolet light-curable adhesive precursor which possesses viscosity of 500 cps or greater, in order to become predetermined thickness application is done with spin coating method.

[0061]

In order (2) first disk substrate and second disk substrate in vacuum tank, in surface of therespective disk substrate for layer of adhesive precursor which application is done to beput between with those substrate, opposing, you keep.

While (3) designating between layer of adhesive precursor of 2 disk substrate as the vacuum state, it superposes those disk substrate with its own weight falling of disk substrate of topside.

[0062]

While maintaining state (In a manner of speaking, optical disc precursor) which (4) first disk substrate, second disk substrate, and layer of the adhesive precursor pile up and can be brought together, introducing compressed air into vacuum tank (Here, it functions as pressure tank), it pressurizes optical disc precursor, redissolving it does microvoid which is dispersed in layer of adhesive precursor by evaporating & evaporates from adhesive precursor in adhesive precursor.

[0063]

From ultraviolet light source which is built in to (5) for example vacuum tank, ultraviolet light of the specified intensity irradiating to layer of adhesive precursor through substrate of oneside, hardening this, it forms adhesive agent layer.

As description above passing by step, manufacturing method of this invention completes by removing optical disc which you complete from vacuum tank.

Furthermore, under atmospheric pressure it is possible, as for to irradiate the ultraviolet light to layer of adhesive precursor.

In addition, as for each step of this manufacturing method, order referring to Figure 2 first excluding difference that, it is not possible to repeatthat way, can make step of differing and part similar to the step which you explain.

[0064]

adhesive agent layer and aforementioned first substrate and aforementioned second substrate of optical transparency which pastes first transparent substrate and second transparent

記第2の基板とを貼り合せる光透過性の接着剤層と、前記第1の基板と前記第2の基板と前記 接着剤層との間に設けられた少なくとも1つの情報記録層とを備えてなる貼り合わせ型光ディスクの製造は、基本的には、先に図3~図6を参照して説明した製造装置と同様な製造装置によって有利に実施することができ、例えば、図6及び図7に示す製造装置を使用することができ、したがって、ここでの詳細な説明を省略する。

[0065]

ここで使用する光ディスクの製造装置と先に証明した製造装置との相違点は、互いに密着した、第1の基板と、第2の基板と、接着剤前駆体とを大気圧よりも高い圧力にさらすために、加圧装置としての加圧ガス供給装置が真空チャンバに接続されているという点である。

図6及び図7の基板貼り合わせ装置を参照してこれを説明すると、加圧ガス供給装置70は、加圧ガス供給等70は、加圧ガス供給第72を備えていて、加圧ガスは、バルブ74付きの加圧ガス供給管76を通って真空チャンパ32内に導入されるように構成されている。

加圧ガス供給装置 70 は、それを真空チャンバ32 に接続するため、その加圧ガス供給管 76 の一部が真空チャンバ32 の本体33 に埋め込まれた構成を採用している。

[0066]

また、接着剤層を形成可能な放射線硬化性接着剤前駆体を硬化せしめるための放射線照射装置は、例えば、図7の基板貼り合わせ装置30を参照して説明すると、1個(本)もしくはそれ以上の放射線照射器具(例えば、紫外線ランプ;図示せず)を、真空チャンバ32内の透明基板12及び14に隣接する空間(開口部)34及び36の所定の部位に配置して使用することができる。

このような放射線照射器具は、基板の扱いに支障をきたさないのであるならば、固定的に配置してもよく、さもなければ、蓋部38及び40を介して取り外しあるいは出し入れ可能に配置してもよい。

[0067]

さらに説明すると、加圧ガス供給装置 70 は、先にもふれたように、高圧の空気あるいは窒素、アルゴン等の不活性ガスを真空チャンバ 32 の本体 33 に導入するようにして構成することができる

substrate and aforementioned first substrate and aforementioned second substrate which with this invention possess the opening in laminated optical disc, namely, central portion and combination it does and information recording layer of at least one which is provided between aforementioned adhesive agent layer having, as forproduction of laminated optical disc which becomes, in basic, First, referring to Figure 3 ~Figure 6, it to be possible, to executeprofitably with facility which is similar to facility which youexplain to be able use facility which it shows in for example Figure 6 and Figure 7, therefore, it abbreviates detailed description here.

[0065]

It stuck facility of optical disc which is used here and difference of facility which is proven first, mutually, it is a point that in orderto expose to high pressure first substrate and second substrate and adhesive precursor incomparison with atmospheric pressure, pressurized gas supply apparatus as press is connected to the vacuum chamber.

Referring to substrate lamination apparatus of Figure 6 and Figure 7, when you explain this, as for the pressurized gas supply apparatus 70, having pressurized gas source 72, as for pressurized gas, passing by valve 74equipped pressurized gas supply hose 76, inorder to be introduced into vacuum ehamber 32, configuration it is done.

pressurized gas supply apparatus 70, in order to connect that to vacuum chamber 32, has adopted the configuration where portion of pressurized gas supply hose 76 was imbedded to main body 33 of the vacuum chamber 32.

[0066]

In addition, adhesive agent layer referring to substrate lamination apparatus 30 of for example Figure 7, when youexplain, 1 (Book) or transparent substrate 12 inside vacuum chamber 32 and space which isadjaeent to 14 (opening) arranging irradiation tool (for example ultraviolet lamp; not shown) above that, in predetermined site of 34 and 36, you can use irradiation device in order to harden moldable radiation curable adhesive precursor.

irradiation tool a this way does not cause hindranee to treatment of the substrate, if is, it is possible to fixable to arrange, otherwise,through eover part 38 and 40, it removes or taking in and out possibly toarrange is possible.

[0067]

Furthermore when you explain, pressurized gas supply apparatus 70, as first touched, configuration is possible to introduce air or nitrogen, argon or other inert gas of high voltage into the main body 33 of vacuum chamber 32.

きる。

但し、加圧ガス供給装置は、図示のようにその 加圧ガス供給管76を本体33内に埋設した以外 の構成を有していてもよい。

例えば、加圧ガス供給管は、図示しないが、蓋部 38 及び 40 のいずれか一方あるいはその両方、さもなければ、真空チャンバ 32 のその他の部材の装入口に接続してもよい。

また、加圧装置は、上述の圧縮ガス供給装置に 限定されるものではなく、真空チャンバを貫通し て設けられ、加圧操作を行うことができる加圧 容器であってもよい。

また、本発明の製造装置において、2 枚のディスク基板の接着剤前駆体の層の間を減圧状態にしつつ、それらのディスク基板を上側のディスク基板の自重落下により重ね合わせる機構が含まれることが好ましいが、この機構は、先に図4を参照して説明したメカニカル・チャック機構に委ねることができる。

[0068]

【実施例】

以下、本発明をその実施例に従って説明する。

しかし、本発明はこれらの実施例に限定されないことは言うまでもない。

なお、下記の実施例において、「部」は、特に断りのある場合を除いて、「重量部」を意味する。

また、「ゲル分率」は、それを本実施例で参照した場合、例えばメチルエチルケトンのような溶剤に試料を25 deg Cで1日中浸漬した時に、溶解しなかった試料の重量百分率を意味する。

実施例 1 イソオクチルアクリレート 90 部、アクリル酸 10 部、そして商品名"イルガキュア (Irgacure651)"として商業的に入手可能なチバ・ガイギー社製の光重合開始剤 0.04 部からなる混合溶液を調製した後、窒素雰囲気下に置いた。

[0069]

つぎに、紫外線光源を用いて、上述の混合溶液 に波長が 200~400nm の紫外線を照射し、光重 合反応を行わせた。

この反応が進行して、B 型粘度計による粘度が 約 500cps まで上昇してきたところで、紫外線照 However, as for pressurized gas supply apparatus, as in illustration pressurized gas supply hose 76 embedding other than doing, it is possible to have possessed configuration inside main body 33.

Otherwise for example pressurized gas supply hose, unshown, any one or both, of cover part 38 and 40, it is possible to connect to feed of other member of vacuum chamber 32.

In addition, press is not something which is limited in the above-mentioned compressed gas supply apparatus, it penetrates vacuum chamber and is provided, it is good even with pressure vessel which can do pressurizing operation.

In addition, while designating between layer of adhesive precursor of 2 disk substrate as vacuum state in facility of this invention, it is desirable for mechanism which superposes those disk substrate with its own weight falling of disk substrate of the topside to be included, but referring to Figure 4 first, to entrust to mechanical *chuek mechanism which you explain it is possible this mechanism.

[0068]

[Working Example(s)]

Below, following this invention to Working Example, you explain.

But, this invention is not limited in these Working Example .

"part" means "parts by weight" excluding case where there is especiallynotice, furthermore, in below-mentioned Working Example.

In addition, "gel fraction", when that you refer to being a this working example, when in the solvent like for example methylethyl ketone in 1 day soaking specimen with 25 deg C, means weight percent of specimen which is not melted.

After manufacturing mixed solution which consists of photoinitiator 0.04 section of available Ciba-Geigy Corp. make in commercial Working Example 1isooctyl acrylate 90 section, aerylic acid 10 part, and tradename *Irgacure (Irgacure651) " as, you placed under nitrogen atmosphere.

[0069]

Next, wavelength irradiated ultraviolet light of 200 - 400 nm to the above-mentioned mixed solution making use of ultraviolet light source, made photopolymerization reaction do.

this reaction advancing, with B type viscometer viscosity being placewhere it rises to approximately 500 cps,

射を止め、粘着剤前駆体を調製した。

つぎに、ヘキサンジオールジアクリレート 0.08 部 と"Irgacure651"0.1 部とを、この粘着剤前駆体に加え、粘着剤シロップを調製した。

[0070]

その後、この粘着剤シロップを、ポリカーボネート製の透明な一の円形基板上に、スピンコートにより28μmの厚みでもって、均一に塗布した。

つぎに、粘着剤シロップを塗布した円形基板を、 窒素でパージされた容器に収容した。

それから、上述の紫外線光源を用いて紫外線を 10 秒間照射し、粘着剤シロップを完全に硬化させ、先の円形基板上に 28 µm の粘着剤層を均 一に形成した。

この粘着剤層の貯蔵弾性率を、レオメトリックス 社製の Rheometrics Dynamic Analyzer(RDA)粘 弾性スペクトロメータを用いて測定したとき、周 波数は 1 rad/see であり、25 deg C の貯蔵弾性 率は、下記の第 1 表に示されるように 2.4×10⁵ dyn/cm² であった。

また、硬化した粘着剤層を溶剤としてのメチルエ チルケトンに浸したときに、溶解しない部分の重 量百分率、すなわちゲル分率を測定したとき、 それは 69%であった。

[0071]

このような粘着剤層を有する円形基板を 2 枚作 製した。

その後、それらを図 3 に示される貼り合わせ装 質の所定位置に設置し、1.0Ton の減圧真空下 で貼り合わせ、貼り合せ型の光ディスクの基本 構成体を作製した。

この基本構成体を取り出し外観を調べたところ、気泡のない粘着剤層が2枚の円形基板を強 固に接合していることがわかった。

また、環境試験も行った。

環境試験は、50 dcg C、95%RH の環境下にこの基本構成体を 200 時間置いた後の外観検査を行った。

外観検査では、円形基板の剥がれや、粘着層 中の気泡の有無を確かめた。 ultraviolet light illumination was stopped, the adhesive precursor was manufactured.

Next, adhesive syrup was manufactured hexanediol diacrylate 0.08 section and "Irgacure651 *0.1 part, inaddition to this adhesive precursor.

[0070]

After that, on round substrate of transparent one of polyearbonate, having this adhesive syrup, with thickness of 28; mu m due to spin coating, application it did in uniform.

Next, round substrate which adhesive syrup application is done, with nitrogen wasaccommodated in container which purge is done.

Then, making use of above-mentioned ultraviolet light source, 10 second it irradiated ultraviolet light, hardened adhesive syrup completely, on round substrate ahead formed adhesive layer of 28;mu m in uniform.

When measuring elastic storage modulus of this adhesive layer, making use of Rheometrics Dynamie Analyzer (RDA) viscoelasticity spectrometer of Rheometrics supplied, as for frequency with 1 rad/sec, as for elastic storage modulus of 25 deg C, as shown in below-mentioned Table 1, they were 2.4 X 10⁵ dynes/cm ².

In addition, when soaking in methylethyl ketone with adhesive layer which ishardened as solvent, when measuring weight percent, namely gel fraction of portion which is not melted, that was 69%.

[0071]

round substrate which possesses adhesive layer a this way was produced 2.

After that, it installed in specified position of lamination apparatus which is shownthose in Figure 3 pasted together under reduced pressure vacuum of 1.0 Torr, pasted and adjusted and produced basic constitution body of optical disc of type.

this basic constitution body was removed and when external appearance was inspected, itunderstood that adhesive layer which does not have gas bubble has connected2 round substrate to firm.

In addition, it did also environmental test.

environmental test after 200 hours putting this basic eonstitution body, inspected external appearance under environment of 50 deg C, 95%RH.

In external appearance inspection, peeling of round substrate and presence or absence of gas bubble in adhesive layer were verified.

下記の第1表には本実施例の外観検査の結果 が示されている。

第 1 表によれば、高温・高湿の環境下でも、粘 着剤層が気泡を形成することなく 2 枚の円形基 板を接合していることが分かった。

実施例 2

2-エチルヘキシルカルビトールアクリレート 50 部、商品名"NK-オリゴ U-340AX"として商業的に入手可能な新中村化学工業社製のオリゴマー 50 部、そして商品名"ダロキュア(Darocur1173)"として商業的に入手可能なメルク・ジャパン社製の光重合開始剤 1 部を混合して、粘着剤前駆体を調製した。

この粘着剤前駆体の粘度を、実施例 1 と同様に 測定したところ、下記の第 1 表に示されるように 820cps であった。

[0072]

つぎに、実施例 1 と同様に、2 枚のポリカーボネート製の円形基板上に、粘着剤前駆体をスピンコートにより28 μmの厚さでもって均一に塗布した後、粘着剤前駆体を窒素雰囲気下で、完全に紫外線硬化させた。

このとき、円形基板上に 28 µm の粘着剤層が 均一に形成されていることが分かった。

また、実施例 1 と同様に測定した粘着剤層の貯蔵弾性率及びゲル分率は、下記の第 1 表に示されるように、それぞれ、 6.1×10^5 dyr/cm² 及び 91%であった。

[0073]

つぎに、2枚の円形基板の貼り合せを行った。

それから、上述した環境試験の前後での外観検査を行った。

このとき、円形基板に剥がれが観察されず、また、粘着層にも気泡の存在が認められなかった。

したがって、高温・高湿の環境下でも、粘着剤層 が気泡を形成することなく 2 枚の円形基板を接 合していることが分かった。

実施例3

n-ブチルアクリレート 80 部と光開始剤として "Darocurl 173"0.04 部とを混合し、窒素雰囲気下に置いた後、紫外線を照射し、粘着剤シロップを合成した。

Result of external appearance inspection of this working example is shown in thebelow-mentioned Table 1.

According to Table 1,, it understood even under environment of the high temperature *high humidity that 2 round substrate are connected without adhesive layer forming gas bubble.

Working Example 2

2 -ethylhexyl carbitol acrylate 50 as section and tradename *NK-oligo U-340AX* mixing photoinitiator 1 part of available Merck *Japan supplied to commercial in commercial oligomer 50 section, and tradename *Durocure of available Shinnakamura Kagaku Kogyo K.K. (DB 69-375-3865) supplied (Daroeur1173) " as, it manufactured adhesive precursor.

viscosity of this adhesive precursor, when it measured in same way as Working Example 1,as shown in below-mentioned Table 1, they were 820 cps.

[0072]

Next, in same way as Working Example 1, on round substrate of 2 polycarbonate, having adhesive precursor with thickness of 28;mu m due to spin coating, application after doing, under nitrogen atmosphere, ultraviolet light curing it did adhesive precursor completely in uniform.

At time of this, it understood that adhesive layer of 28;mu m is formed to uniform on round substrate.

In addition, elastic storage modulus and gel fraction of adhesive layer which was measured n same way as Working Example 1, as shown in below-mentioned Table 1, respectively, 6.1 X 10⁵ dynes/em ² and were 91%.

[0073]

Next, pasting adjusting of 2 round substrate was done.

Then, you inspected at front and back of environmental test which the description above is done external appearance.

At time of this, peeling was not observed by round substrate, inaddition, existence of gas bubble could not recognize to either the adhesive layer.

Therefore, even under environment of high temperature *high humidity, it understood that 2 round substrate are connected without adhesive layer forming gas bubble.

Working Example 3

"Daroeur1173*0.04 section was mixed as n- butyl aerylate 80 parts and photoinitiator, after placingunder nitrogen atmosphere, ultraviolet light was irradiated, adhesive syrup was synthesized.

[0074]

つぎに、この粘着剤シロップに日本合成化学工業社製のウレタンアクリレート"UV3000B"10部、ヒドロキシプロピルアクリレート 10 部、"Darocurl173"1 部を加え、上述の方法で測定される粘度が 480cps の粘着剤前駆体を調製した。

つぎに、実施例 1 と同様に、スピンコートにより 円形基板上に 28μm の厚さをもって粘着剤前 駆体を均一に塗布した後、窒素雰囲気下で完 全に紫外線硬化させた。

このとき、円形基板上に 28 µm の粘着剤層が 均一に形成されていることが分かった。

また、実施例 1 と同様に測定した粘着剤層の貯 蔵弾性率及びゲル分率は、下記の第 1 表に示 されるように、それぞれ、1.2×10⁵ dyn/em² 及び 74%であった。

[0075]

つぎに、2枚の円形基板の貼り合せを行った。

それから、上述した環境試験の前後での外観検 査を行った。

このとき、円形基板に剥がれが観察されず、また、粘着層にも気泡の存在が認められなかった。

したがって、高温・高湿の過酷な環境下でも、粘 着剤層が気泡を形成することなく 2 枚の円形基 板を接合していることが分かった。

実施例 4

イソステアリルアクリレート 50 部と光開始剤としての" Darocurl 173"0.02 部とを混合して、窒素雰囲気下に置いた後、紫外線を照射し、粘着剤シロップを合成した。

[0076]

つぎに、この粘着剤シロップに 2-エチルヘキシルカルビトールアクリレート 50 部とヘキサンジオールジアクリレート 0.1 部、" Darocurl 173"1 部とを加え、実施例 1と同じ方法で測定される粘度が 4000cps の粘着層前駆体を調製した。

つぎに、実施例 1 と同様に、スピンコートにより、 円形基板上に $28 \, \mu \, \mathrm{m}$ の厚さでもって均一に塗 布した後、窒素雰囲気下で完全に紫外線硬化さ せた。

このとき、円形基板上に 28μm の粘着剤層が

[0074]

Next, viscosity which is measured to this adhesive syrup with the above-mentioned method including urethane aerylate *UV3000B*10 part, hydroxypropyl acrylate 10 part, *Darocurl 173*1 part of Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd. (DB 69-057-5964) supplied, manufactured adhesive precursor of 480 cps.

On round substrate adhesive precursor in uniform application after doing, ultraviolet light curing was done completely under nitrogen atmosphere with thickness of 28;mu m next, in same way as Working Example 1, with spin coating.

At time of this, it understood that adhesive layer of 28;mu m is formed to uniform on round substrate.

In addition, elastic storage modulus and gel fraction of adhesive layer which was measured n same way as Working Example 1, as shown in below-mentioned Table 1, respectively, 1.2 X 10⁵ dynes/cm ² and were 74%.

[0075]

Next, pasting adjusting of 2 round substrate was done.

Then, you inspected at front and back of environmental test which the description above is done external appearance.

At time of this, peeling was not observed by round substrate, inaddition, existence of gas bubble could not recognize to either the adhesive layer.

Therefore, even under severe environment of high temperature *high humidity, it understood that 2 round substrate are connected without adhesive layer forming gas bubble.

Working Example 4

Mixing "Darocurl 173*0.02 section as isostearyl acrylate 50 section and photoinitiator, afterplacing under nitrogen atmosphere, it irradiated ultraviolet light, synthesized the adhesive syrup.

[0076]

Next, viscosity which is measured to this adhesive syrup with same method as Working Example 1.2 -ethylhexyl carbitol acrylate 50 including section and hexanediol diacrylate 0.1 part, * Darocurl 173*1 part, manufactured adhesive layer precursor of 4000 eps.

Next, in same way as Working Example 1, on round substrate having with thickness of 28;mu m due to spin coating, in uniform application after doing,ultraviolet light curing it did completely under nitrogen atmosphere.

At time of this, it understood that adhesive layer of 28;mu m

均一に形成されていることが分かった。

また、実施例 1 と同様に測定した粘着剤層の貯蔵弾性率及びゲル分率は、下記の第 1 表に示されるように、それぞれ、1.5×10⁵ dyn/cm² 及び90%であった。

[0077]

つぎに、2枚の円形基板の貼り合せを行った。

それから、上述した環境試験の前後での外観検査を行った。

このとき、円形基板に剥がれが観察されず、また、粘着層にも気泡の存在が認められなかった。

したがって、高温・高湿の環境下でも、粘着剤層 が気泡を形成することなく 2 枚の円形基板を接 合していることが分かった。

実施例 5

日本合成化学工業社製のウレタンアクリレート "UV3000B"50 部と、ヒドロキシブロビルアクリレート 50 部と、光重合開始剤としてのメルク・ジャパン社製のダロキュア("Darocurl173")1部とを混合し、上述の方法で測定される粘度が 2120cps の粘着剤前駆体を調製した。

[0078]

つぎに、実施例 1 と同様に、2 枚のポリカーボネート製の円形基板上に、粘着剤前駆体をスピンコートにより28 μ m の厚さでもって均一に塗布した後、粘着剤前駆体を窒素雰囲気下で、完全に紫外線硬化させた。

このとき、円形基板上に 28μm の粘着剤層が 均一に形成されていることが分かった。

また、実施例 1 と同様に測定した粘着剤層の貯蔵弾性率及びゲル分率は、下記の第 1 表に示されるように、それぞれ、1.2×10⁶ dyn/cm² 及び98%であった。

[0079]

つぎに、2枚の円形基板の貼り合せを行った。

それから、上述した環境試験の前後での外観検査を行った。

このとき、円形基板に剥がれが観察されず、また、粘着層にも気泡の存在が認められなかった。

したがって、高温・高湿の環境下でも、粘着剤層

is formed to uniform on round substrate.

In addition, elastic storage modulus and gel fraction of adhesive layer which was measured in same way as Working Example 1, as shown in below-mentioned Table 1, respectively, 1.5 X 10⁵ dynes/em ² and were 90%.

[0077]

Next, pasting adjusting of 2 round substrate was done.

Then, you inspected at front and back of environmental test which the description above is done external appearance.

At time of this, pecling was not observed by round substrate, inaddition, existence of gas bubble could not recognize to either the adhesive layer.

Therefore, even under environment of high temperature *high humidity, it understood that 2 round substrate are connected without adhesive layer forming gas bubble.

Working Example 5

Durocure of Merck *Japan supplied as urethane acrylate *UV3000B*50 section and hydroxypropyl acrylate 50 section and photoinitiator of Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd. (DB 69-057-5964) supplied ("Daroeur1173*) 1 part was mixed, viscosity whichis measured with above-mentioned method manufactured adhesive precursor of2120 cps.

[0078]

Next, in same way as Working Example 1, on round substrate of 2 polycarbonate, having adhesive precursor with thickness of 28;mu m due to spin coating, application after doing, under nitrogen atmosphere, ultraviolet light curing it did adhesive precursor completely in uniform.

At time of this, it understood that adhesive layer of 28;mu m is formed to uniform on round substrate.

In addition, clastic storage modulus and gel fraction of adhesive layer which was measured in same way as Working Example 1, as shown in below-mentioned Table 1, respectively, 1.2 X 10⁶ dynes/cm ² and were 98%.

[0079]

Next, pasting adjusting of 2 round substrate was done.

Then, you inspected at front and back of environmental test which the description above is done external appearance.

At time of this, peeling was not observed by round substrate, inaddition, existence of gas bubble could not recognize to either the adhesive layer.

Therefore, even under environment of high temperature *high

が気泡を形成することなく 2 枚の円形基板を接合していることが分かった。

実施例 6

2-エチルヘキシルアクリレート 70 部とイソボルニルアクリレート 30 部と光重合開始剤として"Irgacure 651"0.04 部とを混合して、窒素雰囲気下に置いた後、紫外線を照射し、粘着剤シロップを合成した。

[0080]

つぎに、この粘着剤シロップにヘキサンジオールジアクリレート 0.5 部、"Irgacure 651" | 部を混合し、実施例 | と同じ方法で測定される粘度が920cps の粘着剤前駆体を調製した。

つぎに、実施例1と同様に、スピンコートにより、 円形基板上に 28μm の厚さをもって均一に塗 布した後に、窒素雰囲気下で完全に紫外線硬 化させた。

このとき、円形基板上に 28 µ m の粘着剤層が 均一に形成されていることが分かった。

また、実施例!と同様に測定した粘着剤層の貯蔵弾性率及びゲル分率は、下記の第 1 表に示されるように、それぞれ、2.6×10⁵ dyn/cm² 及び73%であった。

[0081]

つぎに、2枚の円形基板の貼り合せを行った。

それから、上述した環境試験の前後での外観検査を行った。

このとき、円形基板に剥がれが観察されず、また、粘着層にも気泡の存在が認められなかった。

したがって、高温・高湿の環境下でも、粘着剤層 が気泡を形成することなく 2 枚の円形基板を接 合していることが分かった。

比較例1

実施例 6 の粘着剤シロップを、スピンコートにより円形基板上に 28 µm の厚さでもって均一に塗布した後、窒素雰囲気下で完全に紫外線硬化させる以外は、上述と同じ方法で、光ディスクの基本構成体を作製した。

[0082]

このとき、粘着剤シロップの粘度は 920cps であり、その紫外線硬化により形成された粘着剤層の弾性率及びゲル分率は、下記の第 1 表に示

humidity, it understood that 2 round substrate are connected without adhesive layer forming gas bubble.

Working Example 6

Mixing "Irgacure 651*0.04 section 2 -ethylhexyl acrylate 70 as section and isobornyl acrylate 30 section and photoinitiator, after placing under nitrogen atmosphere, it irradiated ultraviolet light, synthesized adhesive syrup.

[0800]

Next, hexanediol diacrylate 0.5 part, *Irgacure 651*1 part was mixed to this adhesive syrup, as Working Example 1 viscosity whichis measured with same method manufactured adhesive precursor of 920 cps.

On round substrate in uniform application after doing, ultraviolet light curing it didcompletely under nitrogen atmosphere with thickness of 28;mu m next, in thesame way as Working Example 1, with spin coating.

At time of this, it understood that adhesive layer of 28;mu m is formed to uniform on round substrate.

In addition, elastic storage modulus and gel fraction of adhesive layer which was measured nsame way as Working Example 1, as shown in below-mentioned Table 1, respectively, 2.6 X 10⁵ dynes/cm</sup> 2</sup> and were 73%.

[0081]

Next, pasting adjusting of 2 round substrate was done.

Then, you inspected at front and back of environmental test which the description above is done external appearance.

At time of this, peeling was not observed by round substrate, inaddition, existence of gas bubble could not recognize to either the adhesive layer.

Therefore, even under environment of high temperature *high humidity, it understood that 2 round substrate are connected without adhesive layer forming gas bubble.

Comparative Example 1

adhesive syrup of Working Example 6, on round substrate having with thickness of 28;mu m, due to spin coating in uniform application after doing, completely ultraviolet light curing other than doing, with same method as descriptionabove, it produced basic constitution body of optical disc under nitrogen atmosphere.

[0082]

At time of this, as for viscosity of adhesive syrup with 920 cps, as for modulus and gel fraction of adhesive layer which was formed by ultraviolet light curing, as shown in

Page 37 Paterra® InstantMT® Machine Translation (U.S. Pat. Ser. No. 6,490,548; Pat. Pending Ser. No. 10/367,296)

されるように、それぞれ、6.3×10⁵ dyn/cm² 及び 10%であった。

つぎに、2 枚の円形基板の貼り合せを行った後、上述した環境試験の前後での外観検査を行った。

環境試験前には、円形基板に剥がれが観察されず、また、粘着層にも気泡の存在が認められなかった。

しかし、環境試験後には粘着剤層に気泡が観察された。

その結果、ゲル分率が 50%未満の場合は、光 ディスクの品質を低下させることが分かった。

[0083]

【表 1】

below-mentioned Table 1, respectively, 6.3 X 10⁵ dynes/cm ² and it was 10%.

Next, after doing pasting adjusting of 2 round substrate, you inspected affront and back of environmental test which description above is done external appearance.

peeling was not observed by round substrate before environmental test, in addition, existence of gas bubble could not recognize to either adhesive layer.

But, gas bubble was observed to adhesive layer after environmental test.

As a result, when gel fraction is under 50%, quality of optical disc itunderstood that it decreases.

[0083]

[Table 1]

第 1 表

·	コーティング前の	弾性率 (25℃)	貼り	ゲル分率	環境試験
	シロップの粘度(cps)	(dyn/cm²)	あわせ性	(%)	(50℃、95%RH、200時間)
実施例 1	500	2. 4E+05	優秀	6 9	剝がれ、気泡の発生なし
実施例 2	8 2 0	6. 1E+05	優秀	8 7	制がれ、気泡の発生なし
実施例3	4 8 0	1. 2E+05	優秀	7 4	剝がれ、気泡の発生なし
実施例 4	4000	1. 5E+05	優秀	9.0	剝がれ、気泡の発生なし
実施例 5	2 1 2 0	1. 2 E + 0 6	優秀	98	剝がれ、気泡の発生なし
実施例 6	9 2 0	2. 6E+05	優秀	7 3	例がれ、気泡の発生なし
比较例1	920	6. 3E+04	優秀	10	気泡が発生

[0084]

実施例 7

下記の手法に従い貼り合わせ型光ディスクのサンプル 1~13 を作製した。

なお、気泡の発生の有無の評価及び接着剤層の厚みの測定の正確を期すため、それぞれのサンプルについて2個の光ディスクを作製した。

下記の第 2 表に記載の比率(重量部)の日本合成 化学 工業 社製の ウレタンアクリレート "UV3000B"(UA)及びヒドロキシプロピルアクリレート(HPA)ならびに光重合開始剤としてのメルク・ジャパン 社製の ダロキュア("Darocurl173")1部を混合し、UV硬化性接着剤前駆体を調製した。

得られた接着剤前駆体の粘度は、東京計器社

[0084]

Working Example 7

sample 1~13 of laminated optical disc was produced in accordance with thebelow-mentioned technique.

Furthermore, evaluation of presence or absence of occurrence of gas bubble and theaccuracy of measurement of thickness of adhesive agent layer was expected, the optical disc of 2 was produced *, concerning respective sample.

Durocure of Merck *Japan supplied urethane acrylate *UV3000B* of Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd. (DB 69-057-5964) supplied of ratio (parts by weight) which is stated in below-mentioned Table 2 (UA) and hydroxypropyl acrylate (HPA) and as photoinitiator ("Darocurl 173*) 1 part was mixed, UV hardening property adhesive precursor was manufactured.

As for viscosity of adhesive precursor which it acquires, when

製のブルックフィールド型回転粘度計により 25 deg C で測定した時、

measuring with 25 deg C due to Brook field type rotary viscometer of Tokyo Keiki supplied,

UA/HPA=50/50	C2000cps 、			
With UA/HPA= 50/50	2000 cps ,			
UA/HPA=40/60	で800cps 、			
With UA/HPA= 40/60	300 cps ,	 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
UA/HPA=60/40	©2950cps .	 		
With UA/HPA= 60/40	2950 cps ,		<u> </u>	
であ	ot:.			
So *	* it is.	 		

[0085]

つぎに、得られた接着剤前駆体を一対、2 枚のポリカーボネート製の透明な円形基板のそれぞれの片面上に、それぞれ所定の厚みになるようにスピンコート法により均一に塗布した。

スピンコートは、下記の第 2 表に記載の塗布速度(rpm)及び塗布時間(秒)で実施した。

つぎに、上記のようにして作製した 2 枚の接着 剤前駆体を塗布した円形基板を紫外線ランプが 示されていない違いを除いて図 3 に示した基板 貼り合わせ装置に同じ基板貼り合わせ装置の 所定位置に設置し、1.0Torr の減圧真空下で貼 り合わせた。

また、この貼り合わせの際、2 枚の円形基板の うち上側の基板をその重力により落下させるこ とにより、貼り合わせ装置のメカニカル・チャック 機構を利用して容易に基板の重ね合わせを行 うことができた。

基板の重ね合わせの完了後ただちに、先に適 用していた真空を破り、基板を取り出して接着 剤前駆体の層の外観を目視により観察した。

気泡は発見されなかったが、引き続いて実施した光学顕微鏡による観察では、大きさが数十ミクロンの微細な気泡が接着剤前駆体の層の所 どころに認められた。 [0085]

In order next, adhesive precursor which is acquired on respective one surface of transparent round substrate of pair, 2 polycarbonate, respectively to become predetermined thickness, application itdid in uniform with spin coating method.

application rate which is stated in below-mentioned Table 2 (rpm) and itexecuted spin coating, with coating time (seconds).

Next, in substrate lamination apparatus which is shown in Figure 3 excluding the difference where ultraviolet lamp has not been shown round substrate which 2 adhesive precursor which it produces as description above application is done it installed in specified position of same group sheet lamination apparatus, pasted together under reduced pressure vacuum of 1.0 Torr.

In addition, case of this pasting together, it was possible to superpose substrate easily by falling substrate of inside topside of 2 round substrate due to gravity, making use of mechanical *chuck mechanism of lamination apparatus.

vacuum which after completing superposition of substrate atonce, has been applied first was tom, substrate was removed and the external appearance of layer of adhesive precursor was observed with visual.

You did not discover gas bubble, but continuing, in observation, the microvoid of several tens of micrometers place where of layer of adhesive precursor * it couldrecognize size with optical microscope which it executes.

[0086]

引き続いて、重ね合わせた2枚の円形基板を別に用意した加圧容器に入れ、5kg/cm²の圧縮空気を30秒間にわたって導入し、加圧を行った。

加圧容器から基板を取り出し、接着剤前駆体の 層の外観を再び光学顕微鏡により観察したとこ ろ、微細な気泡はまったく発見することができな かった。

最後に、重ね合わせた 2 枚の円形基板を再び 基板貼り合わせ装置に入れ、付属の紫外線ラ ンプを点灯して、波長 200~400nm の紫外線を基 板を介して接着剤前駆体の層に照射した。

光重合反応が進行し、硬化した接着剤層を介して基板が貼り合わされた光ディスクのサンプル1~13 が得られた。

光ディスクのサンプル 1~13 のそれぞれの接着 剤層の厚みを、キーエンス社製の多焦点光学 センサを用いた厚さ測定装置を使用して、指定 の測定条件に基づいて非破壊、非接触で測定 した。

下記の第 2 表に示すような測定結果が得られた。

なお、第2表において、「平均厚み(μm)」は、それぞれ、2個のサンプルの接着剤層の厚みの平均値であり、また、「厚みのばらつき(最大値と最小値の差)」は、接着剤層の厚みのばらつきを測定した際の、ディスク全体についての平均値と、円周半径を異にする6種類のトラック(Tr.1~Tr.6)のそれぞれについての測定値である。

また、参考のため、3 種類の商業的に入手可能なDVD-9タイプの光ディスク、#1、#2及び#3、についても「平均厚み」及び「厚みのばらつき」の測定結果を下記の第 2 表に併記することにする。

なお、ここで使用した DVD-9 タイプの光ディスクは、いずれも、一対のポリカーボネート基板(公称厚さ:0.6mm)を UV 硬化性のアクリル系接着剤で接合したものである。

[0087]

【表 2】

[0086]

Continuing, you inserted in pressure vessel which prepares 2 round substrate which itsuperposes separately, you introduced compressed air of 5 kg/cm ² over 30 seeond, pressurized.

It removed substrate from pressure vessel, when external appearance of layer of the adhesive precursor is observed with optical microscope again, as for microvoid it could not discover completely.

Lastly, 2 round substrate which are superposed were inserted in substrate lamination apparatus again, ultraviolet lamp of attachment lighting was done, ultraviolet light of wavelength 200–400nm through substrate, was irradiated to layer of adhesive precursor.

photopolymerization reaction advanced, through adhesive agent layer which is hardened substrate pasted and sample 1~13 of optical disc which it can be brought togetheracquired.

Using thickness measuring apparatus which uses multiple focal points optical sensor of Keyence supplied, it measured the thickness of respective adhesive layer of sample 1–13 of optical disc, with the nondestructive, noncontact on basis of designated measurement condition.

Kind of measurement result which is shown in below-mentioned Table 2 acquired.

Furthermore, "average thickness (;mu m)" respectively in Table 2, with mean of the thickness of adhesive agent layer of sample of 2, in addition, "scatter of thickness (Difference of maximum value and minimum value)" casewhere scatter of thickness of adhesive agent layer was measured, is measured value concerning disk entirety track (Tr.1~Tr.6) of 6 kinds which differ mean and circumference radius concerning respectively.

In addition, for referring, in commercial of 3 kinds optical disc, #1, #2 of the available DVD -9type and #3, concerning "average thickness" and we have decided to inscribe measurement result of "scatter of thickness" to below-mentioned Table 2.

Furthermore, optical disc of DVD -9type which is used here in each case, is something which connects polycarbonate substrate (nominal thickness :0.6mm) of pair with acrylic adhesive of UV hardening property.

[0087]

[Table 2]

第 2 表

サンブル	T	塗布速度	塗布時間	平均厚み	厚みのばらつき(最大値と最小値						호)
	UA/HPA	(rpm)	(秒)	(µm)	全体	Tr. 1	Tr. 2	Tr. 3	Tr. 4	Tr. 5	Tr. 6
-	50/50	3000	10	60.7	13.1	5. 0	2.8	1.6	2.2	1.0	3.5
2	50/50	3000	5	92. 8	13.7	6.5	5.7	5.3	3.7	5. 0	1.3
3	50/50	4500	5	59, 1	11.6	4.9	7.1	4.6	4.6	4.1	3. 1
4	50/50	5000	5	52.9	9.4	5.3	6.6	2.9	3.5	6. 2	5.4
5	50/50	5000	3	67.8	13. 2	5.7	6.5	5.7	2. 2	3.8	7.1
6	50/50	5000	5	50.1	9.8	3.8	5. 1	4.7	3.7	2.8	4.0
										<u> </u>	L .
7	40/60	3000	5	52.8	10.9	4.3	6.3	2.5	3.8	7. 6	5.0
8	40/60	3000	3	68. 1	12. 9	2. 9	6.0	4.3	4.9	4. 7	7.5
9	40/60	4000	3	50.9	14.1	3.8	4.7	4.3	2.9	7.9	7. 9
10	40/60	4000	3	50.4	12.6	7.5	4.4	8.5	6.3	5.3	9.7
11	40/60	5000	3	41.2	11.8	5. 7	6.0	2.6	5. 7	6.9	7.4
											-
12	60/40	5000	5	93. 1	11.0	5.3	5. 7	4. 3	3, 4	6.0	4.1
13	60/40	5000	10	59. 2	14.0	8.8	5. 6	6.5	3. 5	5.3	9. 1

(松考)

			_					
市版DVD-9 #1	51, 2	23.8	6. 3	7. 9	11. 3	13. 1	23. 5	3.1_
前版 D V D − 9 # 2	52. 3	23.8	6. 2	11.6	7.4	9. 4	11.5	4.6
市販DVD-9 #3	56. 2	18.8	5, 9	4.0	4.1	12.3	4.4	5.9

[0088]

特に、DVD-9 タイプの光ディスクの場合、その接着剤層の厚みのばらつきはディスク全体で 20 μ m 以下であることが要求され、また、それぞれのトラックでは $8.0\,\mu$ m 以下であることが要求されるであろう。

これらの要件を前提として上記第2 表に記載の 測定結果を比較すると、本発明による光ディス クでは、市販の光ディスクに比較して、接着剤層 の厚みのばらつきが格段に小さいことが分か る。

実施例8

実施例7と同様な手法に従って貼り合わせ型光ディスクを作製したが、本実施例の場合、下記の第3表に記載するように、粘度2000cpの接着剤前駆体を一対、2枚のポリカーボネート製の透明な円形基板のそれぞれの片面上に、それぞれ所定の厚みになるようにスピンコート法により均一に塗布した。

スピンコートの際の塗布速度は 4700rpm、塗布時間は5秒間であった。

[0089]

基板の重ね合わせの完了後ただちに、基板貼り合わせ装置から基板を取り出して接着剤前駆

[0088]

Especially, in case of optical dise of DVD -9type, as for seatter of the thickness of adhesive agent layer it will be required, that they are 20;mu m or less with disk entirety, in addition, with respective track it probably will berequired that they are 8.0;mu m or less.

When measurement result which is stated in above-mentioned Table 2 with these requisite as premise is compared, with optical dise, by comparison with the commercial optical disc, it understands with this invention that scatter of thickness of adhesive agent layer is small markedly.

Working Example 8

Following to technique which is similar to Working Example 7, it produced the laminated optical disc, but in case of this working example, way it states in below-mentioned Table 3, in order adhesive precursor of viscosity 2000cp on respective one surface of the transparent round substrate of pair, 2 polyearbonate, respectively to become predetermined thickness, application it didin uniform with spin coating method.

Case of spin coating as for application rate as for 4700 rpm, coating time they were 5 second.

10089

After completing superposition of substrate at once, removing the substrate from substrate lamination apparatus, you

体の層の外観を目視により観察した。

気泡は発見されなかったが、引き続いて実施した光学顕微鏡による観察では、大きさが数十ミクロンの微細な気泡が接着剤前駆体の層の所 どころに認められた。

重ね合わせた 2 枚の円形基板を圧縮空気の導入により加圧を行った後、接着剤前駆体の層の外観を再び光学顕微鏡により観察したところ、加圧前に観察された微細な気泡はまったく発見することができなかった。

[0090]

さらに、得られた貼り合わせ型光ディスクの接着 剤層の厚みを測定したところ、下記の第 3 表に 示すような結果が得られた。

実施例9

実施例 7と同様な手法に従って貼り合わせ型光ディスクを作製したが、本実施例の場合、商品名"UX-4101"として商業的に入手可能な日本化薬社製のウレタンアクリレート 60 部、イソボロニルアクリレート 40 部及び光重合開始剤としてのメルク・ジャパン社製のダロキュア("Darocur1173")1 部を混合し、UV 硬化性接着剤前駆体を調製した。

得られた接着剤前駆体の粘度は、下記の第 3 表に記載するように、7600cps であった。

この接着剤前駆体を一対、2 枚のポリカーボネート製の透明な円形基板のそれぞれの片面上に、それぞれ所定の厚みになるようにスピンコート法により均一に塗布した。

スピンコートの際の塗布速度は 4500rpm、塗布時間は7秒間であった。

[0091]

基板の重ね合わせの完了後ただちに、基板貼り合わせ装置から基板を取り出して接着剤前駆体の層の外観を目視により観察した。

気泡は発見されなかったが、引き続いて実施した光学顕微鏡による観察では、大きさが数十ミクロンの微細な気泡が接着剤前駆体の層の所 どころに認められた。

重ね合わせた 2 枚の円形基板を圧縮空気の導 入により加圧を行った後、接着剤前駆体の層の 外観を再び光学顕微鏡により観察したところ、 observed external appearance of layer of adhesive precursor with visual.

You did not discover gas bubble, but continuing, in observation, the microvoid of several tens of micrometers place where of layer of adhesive precursor * it couldrecognize size with optical microscope which it executes.

2 round substrate which it superposes after pressurizing with introduction of compressed air, when external appearance of layer of adhesive precursor is observed with optical microscope again, as for microvoid which is observed beforepressurizing it could not discover completely.

[0090]

Furthermore, when thickness of adhesive agent layer of laminated optical disc which isacquired was measured, kind of result which is shown in thebelow-mentioned Table 3 acquired.

Working Example 9

Following to technique which is similar to Working Example 7, it produced the laminated optical disc, but in case of this working example, Durocure of Merck *Japan supplied as urethane acrylate 60 section, isobornyl acrylate 40 section and photoinitiator of available Nippon Kayaku Co. Ltd. (DB 69-054-7468) supplied ("Darocur1173*) 1 part was mixed to commercial as tradename *UX-4101*, UV hardening property adhesive precursor was manufactured.

viscosity of adhesive precursor which it acquires, as stated in thebelow-mentioned Table 3, was 7600 cps.

In order this adhesive precursor on respective one surface of transparent round substrate of pair , 2 polycarbonate ,respectively to become predetermined thickness , application it did in uniform with spin coating method .

Case of spin coating as for application rate as for 4500 rpm, coating time they were 7 second.

[0091]

After completing superposition of substrate at once, removing the substrate from substrate lamination apparatus, you observed external appearance of layer of adhesive precursor with visual.

You did not discover gas bubble, but continuing, in observation, the microvoid of several tens of micrometers place where of layer of adhesive precursor * it couldrecognize size with optical microscope which it executes.

2 round substrate which it superposes after pressurizing with introduction of compressed air, when external appearance of layer of adhesive precursor is observed with optical

微細な気泡はまったく発見することができなかった。

[0092]

さらに、得られた貼り合わせ型光ディスクの接着 剤層の厚みを測定したところ、下記の第 3 表に 示すような結果が得られた。

比較例 2

実施例 7と同様な手法に従って貼り合わせ型光ディスクを作製したが、本例の場合、比較のため、商品名"R-551"として商業的に入手可能な日本化薬社製のエチレンオキサイド変性ピスフェノール A ジアクリレート 60 部、フェノキシエチルアクリレート 40 部及び光重合開始剤としてのメルク・ジャパン社製のダロキュア("Darocurl 173")1 部を混合し、UV 硬化性接着剤前駆体を調製した。

得られた接着剤前駆体の粘度は、下記の第 3 表に記載するように、150cps であった。

この接着剤前駆体を一対、2 枚のポリカーボネート製の透明な円形基板のそれぞれの片面上に、それぞれ所定の厚みになるようにスピンコート法により均一に塗布した。

スピンコートの際の塗布速度は 3000rpm、塗布時間は3秒間であった。

[0093]

得られた貼り合わせ型光ディスクの接着剤層の 厚みを測定したところ、下記の第3表に示すよう な結果が得られた。

比較例 3

実施例 7 と同様な手法に従って貼り合わせ型光ディスクを作製したが、本例の場合、比較のため、日本化薬社製のウレタンアクリレート"UX-4101"50部、日本化薬社製のエチレンオキサイド変性ピスフェノール A ジアクリレート"R-551"50 部及び光重合開始剤としてのメルク・ジャパン社 製のダロキュア("Daroeur1173")1 部を混合し、UV 硬化性接着剤前駆体を調製した。

得られた接着剤前駆体の粘度は、下記の第3 表に記載するように、43000cps であった。

この接着剤前駆体を一対、2 枚のポリカーボネート製の透明な円形基板のそれぞれの片面上に、それぞれ所定の厚みになるようにスピンコート法により均一に塗布した。

microscope again, as for microvoid it could not discover completely.

[0092]

Furthermore, when thickness of adhesive agent layer of laminated optical disc which isacquired was measured, kind of result which is shown in thebelow-mentioned Table 3 acquired.

Comparative Example 2

Following to technique which is similar to Working Example 7, it produced the laminated optical disc, but in case of this example, for comparing, Durocure of Merck *Japan supplied as ethylene oxide modified bisphenol A diacrylate 60 section, phenoxy ethyl acrylate 40 section and photoinitiator of available Nippon Kayaku Co. Ltd. (DB 69-054-7468) supplied ("Daroeur1173*) 1 part was mixed to commercial as tradename *R-551*, UV hardening property adhesive precursor wasmanufactured.

viscosity of adhesive precursor which it acquires, as stated in thebelow-mentioned Table 3, was 150 cps.

In order this adhesive precursor on respective one surface of transparent round substrate of pair, 2 polycarbonate, respectively to become predetermined thickness, application it did in uniform with spin coating method.

Case of spin coating as for application rate as for 3000 rpm, coating time they were 3 second.

[0093]

When thickness of adhesive agent layer of laminated optical disc which it acquires wasmeasured, kind of result which is shown in below-mentioned Table 3 acquired.

Comparative Example 3

Following to technique which is similar to Working Example 7, it produced the laminated optical disc, but in case of this example, for comparing, Durocure of Merck *Japan supplied as urethane acrylate *UX-4101*50 section of Nippon Kayaku Co. Ltd. (DB 69-054-7468) supplied, ethylene oxide modified bisphenol A diacrylate *R-551*50 section and the photoinitiator of Nippon Kayaku Co. Ltd. (DB 69-054-7468) supplied ("Darocur1173*) 1 part was mixed, UV hardening property adhesive precursor wasmanufactured.

viscosity of adhesive precursor which it acquires, as stated in the below-mentioned Table 3 , was $43000\ \mbox{cps}$.

In order this adhesive precursor on respective one surface of transparent round substrate of pair, 2 polycarbonate, respectively to become predetermined thickness, application it did in uniform with spin coating method.

Page 43 Paterra® InstantMT® Machine Translation (U.S. Pat. Ser. No. 6,490,548; Pat. Pending Ser. No. 10/367,296)

スピンコートの際の塗布速度は 5000rpm、塗布時間は 10 秒間であった。

[0094]

得られた貼り合わせ型光ディスクの接着剤層の 厚みを測定したところ、下記の第3表に示すよう な結果が得られた。

[0095]

【表 3】

method.

Case of spin coating as for application rate as for 5000 rpm, coating time they were 10 second.

[0094]

When thickness of adhesive agent layer of laminated optical disc which it acquires wasmeasured, kind of result which is shown in below-mentioned Table 3 acquired.

[0095]

[Table 3]

第 3 表

<i>[</i> 94]	粘度	塗布速度	塗布時間	平均厚み	『み 厚みのばらつき (最大値と最小値の						
	(cps)	(rpm)	(B)	(µ m)	全体	Tr. 1	Tr. 2	Tr. 3	Tr. 4	Tr. 5	Tr. 6
実施例8	2000	4700	5	53. 2	9. 4	1.9	3. 7	2. 4	3. 7	2.1	4.1
実施例 9	7600	4500	7	94. 7	18. 4	1. 2	2. 1	1.3	1. 2	1.6	6. 2
比较例 2	150	3000	3	22.3	12. 9	3.8	3. 2	3.5	3. 5	4.1	8. 2
比較例3	43000	5000	10	141.4	24.0	3. 1	2.6	2. 1	2. 9	2, 2	4.6

[0096]

上記第3表に記載の測定結果から、本発明による光ディスクでは、比較例2及び3の光ディスクに比較して、接着剤層の厚みのばらつきが格段に小さいことが分かる。

[0097]

【発明の効果】

以上に説明したように、本発明によれば、簡便に製造可能で且つ優れた品質を有する貼り合わせ型光ディスクを提供することができる。

特に、本発明の貼り合わせ型光ディスクでは、 その粘着剤層の形成に特定粘度範囲の粘着剤 前駆体を使用したので、塗布性が良好であり、 気泡が入ることがなく、また、凹凸パターンをも った基板の上に平坦に塗布することができる。

本発明の別の態様でも、接着剤層の形成に上述のような粘度をもった液状接着剤前駆体を使用したので、簡単な手法に従い、塗布厚さが均一で微細な気泡を含めた気泡の混入のない高品質の貼り合わせ型光ディスクを提供することができる。

[0096]

From measurement result which is stated in above-mentioned Table 3, with the optical disc, by comparison with optical disc of Comparative Example 2 and 3, it understands with this invention that scatter of thickness of adhesive agent layer is small markedly.

[0097]

[Effects of the Invention]

As explained above, according to this invention, simply and laminated optical disc whichpossesses quality which is superior can be offered with producible.

Especially, because with laminated optical disc of this invention, adhesive precursor of thespecific viscosity range was used for formation of adhesive layer, eoating property beingsatisfactory, there are not times when gas bubble enters, in addition, on substrate which had relief pattern application they are possible to the flat.

Because, liquid state adhesive precursor which had viscosity an above-mentioned way information of adhesive agent layer was used even with another embodiment of this invention , eoating thickness being uniform in accordance with simple technique, laminated optical disc of high quality which does not have mixture of gas bubble which includes microvoid can be offered.

また、本発明方法に従うと、本発明の貼り合わせ型光ディスクを簡便な工程で容易に製造することができ、基板間に介在させた粘着剤層に気泡が入り込むこともない。

特に、このような光ディスクの製造は、本発明の 製造装置、特に基板貼り合わせ装置を使用す ることによって、効率良く実施することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の貼り合わせ型光ディスクの好ましい 1 例である片面再生 2 層式の光ディスクを示す側 断面図である。

[図2]

図1の片面再生2層式の光ディスクの製造方法 を工程順に示した斜視図である。

【図3】

図 1 の光ディスクの製造に用いられる基板貼り 合わせ装置の構成を示した側断面図である。

[図4]

図 3 に示した基板貼り合わせ装置のシャフトの 先端の構成を拡大して示した斜視図である。

【図5】

図3に示した基板貼り合わせ装置の1変形例を 示した側断面図である。

【図6】

図 3 に示した基板貼り合わせ装置のもう 1 つの 変形例を示した側断面図である。

【図7】

図3の基板貼り合わせ装置にさらに加圧装置を 設けた構成を示す側断面図である。

【図8】

図 5 の基板貼り合わせ装置にさらに加圧装置を 設けた構成を示す側断面図である。

【符号の説明】

In addition, when you follow this invention method, there are not either timeswhen gas bubble enters into adhesive layer which laminated optical disc of this invention it is possible, lies between between substrate to produce easily with the simple step.

Especially, by fact that facility, especially substrate lamination apparatus of this invention is used, it can execute production of optical disc a this way, efficiently.

[Brief Explanation of the Drawing(s)]

[Figure 1]

It is a lateral cross-section which shows optical disc of one surface regeneration 2 layers type which is 1example where laminated optical disc of this invention is desirable.

[Figure 2]

It is a oblique view which shows manufacturing method of optical disc of one surface regeneration 2 layers type of the Figure 1 in process sequence.

[Figure 3]

It is a lateral cross-section which shows configuration of substrate lamination apparatus which is used for the production of optical disc of Figure 1.

[Figure 4]

Expanding configuration of end of shaft of substrate lamination apparatus which is shown in Figure 3, it is a oblique view which it shows.

[Figure 5]

It is a lateral cross-section which shows I modified example of substrate lamination apparatus which is shown in the Figure 3.

[Figure 6]

It is a lateral cross-section which shows modified example of another of substrate lamination apparatus which isshown in Figure 3.

[Figure 7]

Furthermore it is a lateral cross-section which shows configuration which provides the press in substrate lamination apparatus of Figure 3.

[Figure 8]

Furthermore it is a lateral cross-section which shows configuration which provides the press in substrate lamination apparatus of Figure 5.

[Explanation of Symbols in Drawings]

第1の透明基板 first transparent substrate

14

第 2 の透明基板 second transparent substrate

16

第 1 の情報記録層 first information recording layer

18 18

第 2 の情報記録層 second information recording layer

20 20

粘着剤層 adhesive layer

30 30

基板貼り合わせ装置 substrate lamination apparatus

32 32

真空チャンパ vacuum chamber

33

真空チャンパの本体 main body of vacuum chamber

42 42

第 1 のシャフト first shaft

第 2 のシャフト second shaft

70 70

加圧ガス供給装置 pressurized gas supply apparatus

72

加圧ガス供給源 pressurized gas source

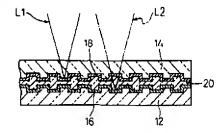
74 74 74 valve 76 76

加圧ガス供給管 pressurized gas supply hosc

Drawings

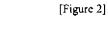
[图1] [Figure 1]

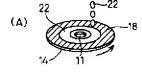
2 1

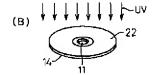


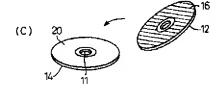
【図2】

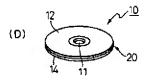
⊠ 2





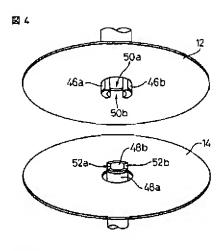


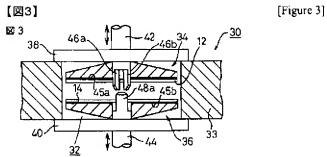


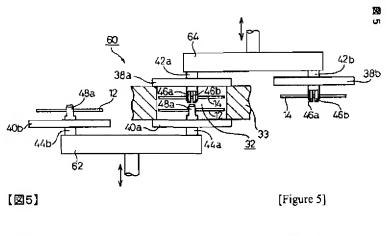


[図4]

[Figure 4]

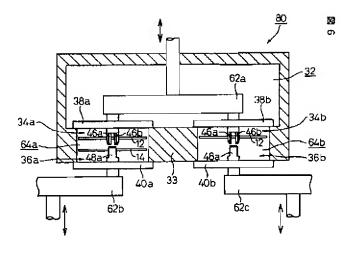


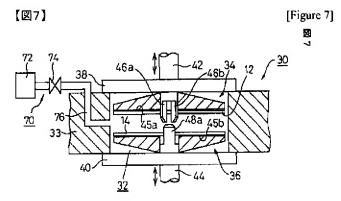


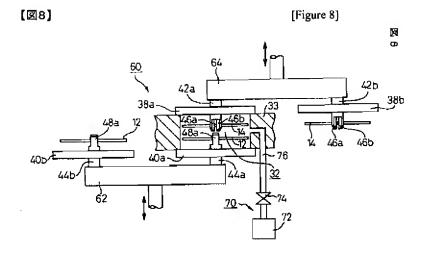


[图6] [Figure 6]

Page 48 Paterra® InstantMT® Machine Translation (U.S. Pat. Ser. No. 6,490,548; Pat. Pending Ser. No. 10/367,296)







Page 49 Paterra® InstantMT® Machine Translation (U.S. Pat. Ser. No. 6,490,548; Pat. Pending Ser. No. 10/367,296)